



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 8 月 1 9 日

Fujio AKAHANAE, et al. Q77069
LIQUID EJECTION HEAD, AND METHOD...
Darryl Mexic 202-293-7060
January 14, 2004
2 of 2

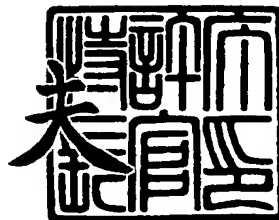
出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 2 9 5 5 8 3
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 2 9 5 5 8 3]

出 願 人
Applicant(s): セイコーエプソン株式会社

2 0 0 3 年 9 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



【書類名】 特許願
【整理番号】 J0101347
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 B41J 2/16
【発明者】
 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
 【氏名】 高島 永光
【発明者】
 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
 【氏名】 紅林 昭治
【発明者】
 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
 【氏名】 羽毛田 和重
【発明者】
 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
 【氏名】 上杉 良治
【発明者】
 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
 【氏名】 赤羽 富士男
【特許出願人】
 【識別番号】 000002369
 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100095728
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 上柳 雅誉
 【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 5 2 8
【選任した代理人】
 【識別番号】 100107076
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 藤綱 英吉
【選任した代理人】
 【識別番号】 100107261
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 須澤 修
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2002-239561
 【出願日】 平成14年 8月20日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 013044
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0109826

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

圧力発生室となる溝状窪部が列設されると共に、各溝状窪部の一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工による金属製の圧力発生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズルプレートと、溝状窪部の開口面を封止する金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板における溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路ユニットを備えた液体噴射ヘッドであって、上記圧力発生室形成板には圧力発生室形成板の各溝状窪部等が形成された領域である加工形状部以外の領域に複数の微小窪部が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 2】

上記微小窪部は、圧力発生室形成板の板厚方向に金型を加圧して成形されている請求項 1 記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 3】

上記微小窪部は、少なくとも上記加工形状部の加工によって生じた圧力発生室形成板の湾曲形状の湾曲内面側に設けられている請求項 1 記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 4】

上記微小窪部は、圧力発生室形成板の両面に設けられている請求項 1 記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 5】

上記微小窪部は、圧力発生室形成板の上記両面に略同一配置の状態で設けられている請求項 4 記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 6】

上記微小窪部の形状は、多角錐形である請求項 1～5 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 7】

上記微小窪部の形状は、円錐形である請求項 1～5 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 8】

上記微小窪部の開口寸法は、圧力発生室形成板の板厚と略同じかまたはそれ以下とされている請求項 1～7 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 9】

上記微小窪部は、上記加工形状部から圧力発生室形成板の板厚寸法以上離隔させて設けられている請求項 1～8 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 10】

上記微小窪部は、圧力発生室形成板の略板厚寸法の間隔で配列されている請求項 1～9 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 11】

上記圧力発生室形成板は、ニッケル板である請求項 1～10 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 12】

上記加工形状部が素材の中央寄りの領域に設けられ、上記微小窪部は、上記加工形状部の周辺に存在する加工形状部以外の領域において、少なくとも加工形状部を挟んで対向する部分に形成されている請求項 1～11 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 13】

上記溝状窪部のピッチ寸法は、0.3 mm 以下である請求項 1～12 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 14】

上記圧力発生室形成板は、鍛造加工後の両面が研磨仕上げされたものであり、上記研磨仕上げ後も微小窪部が表面に残存している請求項 1～13 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 15】

列設された溝状窪部の列の端部近傍の圧力発生室形成板に微小窪部が設けられている請求項 1, 2, 4~8, 10, 11, 13, 14 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 16】

上記微小窪部は、溝状窪部の長手方向端部に接近させて略等しいピッチで溝状窪部の列設方向に沿って配置されている請求項 15 記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 17】

上記ピッチは、列設された溝状窪部のピッチの 2~5 倍である請求項 16 記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 18】

上記圧力発生室の加工形状部以外の領域において、少なくとも列設された溝状窪部のピッチの 2~5 倍以上の長さの平坦部を含む所定面積の平坦領域に微小窪部が設けられている請求項 1~17 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 19】

上記圧力発生室形成板の加工形状部以外の領域の略全域に微小窪部が設けられている請求項 1~18 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 20】

圧力発生室となる溝状窪部が列設されると共に、各溝状窪部の一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工による金属製の圧力発生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズルプレートと、溝状窪部の開口面を封止する金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板における溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路ユニットを備えた液体噴射ヘッドの製造方法であって、上記圧力発生室形成板には圧力発生室形成板の各溝状窪部等が形成された領域である加工形状部以外の領域に複数の微小窪部を設けることを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 21】

上記鍛造加工後の圧力発生室形成板表面に研磨加工を行い、上記研磨加工終了後に残存する微小窪部を、上記封止板を圧力発生室形成板に接合する接着剤の余剰接着剤の収容部とする請求項 20 記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 22】

圧力発生室形成板の列設された溝状窪部の列の端部近傍にあらかじめ微小窪部を設けた後、溝状窪部を成形する請求項 20 または 21 記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 23】

上記微小窪部を、溝状窪部の長手方向端部に接近させて略等しいピッチで溝状窪部の列設方向に沿って配置する請求項 22 記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 24】

上記ピッチは、列設された溝状窪部のピッチの 2~5 倍である請求項 23 記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 25】

上記圧力発生室の加工形状部以外の領域において、少なくとも列設された溝状窪部のピッチの 2~5 倍以上の長さの平坦部を含む所定面積の平坦領域に微小窪部を設け、上記微小窪部の成形および加工形状部の加工完了後に圧力発生室形成板の表面に研磨加工を行う請求項 20~24 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 26】

上記圧力発生室形成板の加工形状部以外の領域に微小窪部を設けることにより、上記加工形状部の成形によって生じる圧力発生室形成板の歪変形を矯正または防止する請求項 20~24 のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】液体噴射ヘッドおよびその製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、圧力発生室形成板に鍛造加工が施される液体噴射ヘッドおよびその製造方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

鍛造加工は種々な製品分野で活用されているが、例えば、液体噴射ヘッドの圧力発生室を金属素材に鍛造で成形することが考えられる。上記液体噴射ヘッドは、加圧された液体をノズル開口から液滴として吐出させるものであり、種々な液体を対象にしたものが知られている。そのなかでも代表的なものとして、インクジェット式記録ヘッドをあげることができる。そこで、従来の技術を上記インクジェット式記録ヘッドを例にとって説明する。

【0003】

インクジェット式記録ヘッド（以下、記録ヘッドと称する。）は、共通インク室から圧力発生室を経てノズル開口に至る一連の流路を、ノズル開口に対応させて複数備えている。そして、小型化の要請から各圧力発生室は、記録密度に対応した細かいピッチで形成する必要がある。このため、隣り合う圧力発生室同士を区画する隔壁部の肉厚は極めて薄くなっている。また、圧力発生室と共通インク室とを連通するインク供給口は、圧力発生室内のインク圧力をインク滴の吐出に効率よく使用するため、その流路幅が圧力発生室よりもさらに絞られている。このような微細形状の圧力発生室及びインク供給口を寸法精度良く作製する観点から、従来の記録ヘッドでは、シリコン基板が好適に用いられている。すなわち、シリコンの異方性エッチングにより結晶面を露出させ、この結晶面で圧力発生室やインク供給口を区画形成している。

【0004】

また、ノズル開口が形成されるノズルプレートは、加工性等の要請から金属板により作製されている。そして、圧力発生室の容積を変化させるためのダイヤフラム部は、弾性板に形成されている。この弾性板は、金属製の支持板上に樹脂フィルムを貼り合わせた二重構造であり、圧力発生室に対応する部分の支持板を除去することで作製されている。

【特許文献1】特開2000-263799号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上記圧力発生室をシリコン基板に成形した場合、シリコンと金属との線膨張率の差が大きいため、シリコン基板、ノズルプレート及び弾性板の各部材を貼り合わせるにあたり、比較的低温の下で長時間をかけて接着する必要がある。このため、生産性の向上が図り難く、製造コストが高む一因となっていた。このため、塑性加工によって圧力発生室を金属製基板に形成する試みがなされているが、圧力発生室が極めて微細であること、及び、インク供給口の流路幅を圧力発生室よりも狭くする必要があること等から高精度の加工が困難であり、ヘッドの組立精度の向上も図り難いという問題点があった。

【0006】

このような事情の中にあって、圧力発生室を金属の鍛造加工により成形するときには、金属鍛造加工における特有の問題が解決されなければならない。それは、加工形状部すなわち圧力発生室となる溝状窪部等が加圧成形されるのであるが、個々の加工部分が密集している部分と密集していない部分とのあいだに残留応力の差が発生することにより、圧力発生室形成板に湾曲や反り等の歪変形が発生する。このような歪変形により圧力発生室形成板の平面度が低下すると、ノズルプレートや封止板等との接着に支障を来すこととなり、圧力発生室形成板を流路ユニットとして組立てたときの組立て精度が低下し、極端な場合にはインク滴の吐出特性に支障を来す恐れがある。

【0007】

さらに、圧力発生室形成板と封止板とを接合する接着剤の余剰分が、圧力発生室形成板と封止板との間から圧力発生室の空間に押出されて、インク滴の正常な吐出に悪影響を及ぼすという問題がある。また、圧力発生室形成板に対する各種構造部の加工度合いが全域にわたって均一ではないので、圧力発生室形成板の表面研磨をした際に、素材の研磨除去量にばらつきが発生し、研磨厚さが不均一になり、それを修正するのに工数が増大するという問題がある。

【0008】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、高精度の圧力発生室形成板を鍛造で成形するに当たり、加工形状部の領域とそれ以外の領域とのあいだにおける残留応力の差によって発生する歪変形を矯正し、さらに、余剰接着剤や研磨に関する問題を解決することをその主たる目的としている。

【課題を解決するための手段】**【0009】**

上記目的を達成するため、本発明の液体噴射ヘッドは、圧力発生室となる溝状窪部が列設されると共に、各溝状窪部の一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工による金属製の圧力発生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズルプレートと、溝状窪部の開口面を封止する金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板における溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路ユニットを備えた液体噴射ヘッドであって、上記圧力発生室形成板には圧力発生室形成板の各溝状窪部等が形成された領域である加工形状部以外の領域に複数の微小窪部が設けられていることを要旨とする。

【0010】

すなわち、上記圧力発生室形成板には圧力発生室形成板の各溝状窪部等が形成された領域である加工形状部以外の領域に複数の微小窪部が設けられているのである。

【発明の効果】**【0011】**

上記溝状窪部等が形成された領域である加工形状部においては、細かい加工部分が多数密集した状態になっているので、この加工形状部の領域における残留応力は比較的高い値となっている。他方、上記加工形状部以外の領域は、例えば素材板としての圧延加工を受けた程度の加工度合いであるから、この領域における残留応力は比較的低い値となっている。このように加工形状部の領域とそれ以外の領域には残留応力に差があるので、それが原因になって圧力発生室形成板が湾曲したり反ったりした歪変形を呈することになるものと考察される。

【0012】

本発明は、上記のように加工形状部以外の領域に複数の微小窪部が設けられているので、この微小窪部の成形時に素材の表層部に微小な塑性流動が発生し、このような微小な塑性流動が集積されて加工形状部以外の領域における残留応力が追加されることとなり、加工形状部の領域とそれ以外の領域における残留応力の可及的均一化が図られて、上記のような歪変形が矯正または防止されるのである。また、微小窪部の成形時に、加工形状部以外の領域が広範囲にわたって加圧され、歪変形が矯正または防止される。したがって、歪変形のない平面精度の高い圧力発生室形成板がえられて、流路ユニットとして組立てられたときには、組立て精度の高い液体噴射ヘッドがえられる。

【0013】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部が、圧力発生室形成板の板厚方向に金型を加圧して成形されている場合には、板厚方向への金型加圧により成形された微小窪部であるから、微小窪部が成形された領域の圧力発生室形成板には確実に塑性流動がなされ、加工形状部とバランスのとれた残留応力がえられて、上記の歪変形の発生が確実に矯正または防止される。

【0014】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部が、少なくとも上記加工形状部の加工によって生じた圧力発生室形成板の湾曲形状の湾曲内面側に設けられている場合には、微小窪部が打込まれた圧力発生室形成板の湾曲内面側の表層部には、その表面積を広げようとする方向の「延び」現象が発生するので、湾曲形状が平板形状に矯正または防止されるのである。

【0015】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部が、圧力発生室形成板の両面に設けられている場合には、圧力発生室形成板の両面において微小窪部による塑性流動が形成されるので、それにとりもなう残留応力が圧力発生室形成板の両面において発生することとなり、加工形状部における残留応力との均衡を好適に図って、歪変形の発生が矯正または防止される。

【0016】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部は、圧力発生室形成板の上記両面に略同一配置の状態に設けられている場合には、圧力発生室形成板の両面の略同一配置の箇所において微小窪部による塑性流動が形成されるので、圧力発生室形成板に対する塑性流動が表裏両面からより一層積極的に進行し、それにとりもなう残留応力が圧力発生室形成板の両面において不足することなく十分に発生することとなり、加工形状部における残留応力との均衡を好適に図って、歪変形の発生が矯正または防止される。

【0017】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部の形状が、多角錐形である場合には、加圧された微小窪部により、圧力発生室形成板の表層部の素材がその表面方向において多角的な方向に塑性流動を呈することとなり、加工形状部以外の領域に良好な残留応力がえられる。

【0018】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部の形状が、円錐形である場合には、加圧された微小窪部により、圧力発生室形成板の表層部の素材がその表面方向において全方向的な方向に塑性流動を呈することとなり、加工形状部以外の領域に良好な残留応力がえられる。

【0019】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部の開口寸法が、圧力発生室形成板の板厚と略同じかまたはそれ以下とされている場合には、上記板厚に対する微小窪部の開口寸法が過大な関係ではないので、微小窪部を成形するときには金型が素材に良好な食いこみを果たすこととなり、微小窪部の成形による素材の塑性流動が程よく行われて、加工形状部以外の領域に的確な残留応力がえられる。

【0020】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部が、上記加工形状部から圧力発生室形成板の板厚寸法以上離隔させて設けられている場合には、微小窪部の成形にとりもなう素材の塑性流動等の影響が上記加工形状部に及ばないので、加工形状部の形状精度や寸法精度を微小窪部が低下させるようなことがない。

【0021】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部が、圧力発生室形成板の略板厚寸法の間隔で配列されている場合には、微小窪部の間隔が板厚寸法を大幅に上回るような過大な状態ではないので、微小窪部成形による微小な素材の塑性流動が良好な集合状態になり、加工形状部以外の領域に的確な残留応力がえられる。

【0022】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記圧力発生室形成板が、ニッケル板である場合には、ニッケル自体の線膨張係数が低く熱伸縮の現象が他の部品と同調して良好に果たされ、また、防錆性にすぐれ、さらに鍛造加工で重要視される展性に富んでいる等、良好な効果がえられる。

【0023】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記加工形状部が素材の中央寄りの領域に設けられ、上記微小窪部は、上記加工形状部の周辺に存在する加工形状部以外の領域において、少なくとも加工形状部を挟んで対向する部分に形成されている場合には、中央寄りの領域に集中している加工形状部による比較的大きな値の残留応力が、その周辺に形成された微小窪部による残留応力で均衡のとれた状態になるので、圧力発生室形成板の歪変形が矯正または防止される。特に、素材の中央寄りに存在している残留応力の多い加工形状部を、その両側から包囲するような状態で微小窪部による作用がなされるので、圧力発生室形成板全体としてバランスのよい歪変形の矯正または防止が行われる。

【0024】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記溝状窪部のピッチ寸法が、0.3mm以下である場合には、精密な微細部品であるインクジェット式記録ヘッドの圧力発生室を鍛造加工するようになるときに、きわめて精巧な圧力発生室形成板がえられて、精度品質の高い液体噴射ヘッドがえられる。また、溝状窪部の密集度合いが高く、加工形状部の残留応力の集積も大となるので、それにともなう歪変形を矯正または防止する本発明の効果が顕著である。

【0025】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記圧力発生室形成板は、鍛造加工後の両面が研磨仕上げされたものであり、上記研磨仕上げ後も微小窪部が表面に残存している場合には、圧力発生室形成板の片面あるいは両面に成形した微小窪部が研磨されて、研磨後においても微小窪部が残存しているので、微小窪部によってえられた残留応力が存置され、加工形状部とそれ以外の領域における残留応力の均衡が継続して維持され、研磨後に圧力発生室形成板が歪変形を起したりしない。さらに、研磨による圧力発生室形成板の平面度の向上により接着時の相手方部材、例えばノズルプレート、弾性板等との密着性が良好となる。また、微小窪部が残存させてあるので、余剰の接着剤が微小窪部に収容され、接着剤が外部へ流出したり接着剤の層厚が不均一になつたりせず、良好な組立て精度の液体噴射ヘッドがえられる。

【0026】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、列設された溝状窪部の列の端部近傍の圧力発生室形成板に微小窪部が設けられている場合には、圧力発生室形成板を接着剤で上記封止板に接合するときに、圧力発生室形成板と封止板との間から押出されようとする余剰の接着剤が上記微小窪部に収容されるので、余剰の接着剤が溝状窪部の空間部すなわち圧力発生室にはみ出ることがなく、封止板の正常な膜振動が得られる。もし、このような接着剤のはみ出しが発生すると、膜振動をする封止板の有効面積が小さくなり、それとともに振幅も小さくなるので、正常な液体の噴射量が確保できないことになる。そこで、封止板の膜振動の振幅を大きくするために、封止板に結合されている圧力発生素子の駆動電圧を高くすることが考えられるが、接着剤の上記はみ出しのない圧力発生室があったり、あるいは、はみ出し量にばらつきがあったりするので、液体噴射特性を各圧力発生室毎に均一化することが困難となる。したがって、上記のように微小窪部で余剰接着剤を収容することにより、上述のような液体噴射特性上の問題が解決される。

【0027】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記微小窪部が、溝状窪部の長手方向端部に接近させて略等しいピッチで溝状窪部の列設方向に沿って配置されている場合には、余剰接着剤が上記微小窪部に収容されるので、隣合う溝状窪部の間の細長い圧力発生室形成板（以下、「連続面」という）の方へ流動することがない。上記連続面には所定量の接着剤が塗布されているので、それに加えて余剰接着剤が連続面に流動すると、接着剤が圧力発生室にはみ出て圧力発生室の有効幅を小さくするのであるが、上記微小窪部の収容機能によって、そのような問題が解消される。

【0028】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記ピッチが、列設された溝状窪部のピッチの2～5倍である場合には、例えば、1つの微小窪部が約2本の溝状窪部に対応して、余剰接着

剤を前もって微小窪部に収容するので、上記連続面の方へ流動しようとする接着剤を実質的問題にならないレベルに抑制することができ、圧力発生室に対する接着剤のはみ出しが防止される。このように、1つの微小窪部に対する溝状窪部の本数は、接着剤の塗布量、微小窪部と溝状窪部端部との間の距離および上記連続面の幅の広さ等に応じて設定され、微小窪部への接着剤の最適の収容状態が選定できる。

【0029】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記圧力発生室の加工形状部以外の領域において、少なくとも列設された溝状窪部のピッチの2～5倍以上の長さの平坦部を含む所定面積の平坦領域に微小窪部が設けられている場合には、上記溝状窪部のピッチの2～5倍以上の長さで、例えば、縦、横寸法で設定される四角い面積部分または斜め方向の寸法で設定される三角形の面積部分等の全域にわたって微小窪部が設けられている。このため、微小窪部が設けられている領域と、溝状窪部等が加工されている領域との研磨（ポリッシュ）量が均一になり、圧力発生室形成板の研磨後の厚さが全域にわたって均一になる。したがって、補修研磨等の工数が削減でき、製造原価の低減や研磨時間短縮にとって有効である。なお、上記のように研磨量が均一になるのは、微小窪部を成形した領域では、微小窪部の周囲の素材が隆起すると共に被研磨面積が減少し、また、溝状窪部等が成形された加工形状部の領域でも同様に加工部の周囲が隆起するので、両隆起部分がいち早く均等に研磨され、また、被研磨面積もできるだけ均一化されるので、最終的に加工形状部と微小窪部成形部とが1仮想平面をなすように仕上げられるものと考察される。

【0030】

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記圧力発生室形成板の加工形状部以外の領域の略全域に微小窪部が設けられている場合には、加工形状部における残留応力と微小窪部成形による残留応力との均衡が図られるので、圧力発生室形成板の歪変形が矯正または防止される。それと同時に、加工形状部以外の領域の略全域に微小窪部が成形されることにより、加工形状部と微小窪部成形部との研磨量が均一になり、補修研磨等の工数が削減でき、製造原価の低減や研磨時間短縮にとって有効である。

【0031】

上記目的を達成するため、本発明の液体噴射ヘッドの製造方法は、圧力発生室となる溝状窪部が列設されると共に、各溝状窪部の一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工による金属製の圧力発生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズルプレートと、溝状窪部の開口面を封止する金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板における溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路ユニットを備えた液体噴射ヘッドの製造方法であって、上記圧力発生室形成板には圧力発生室形成板の各溝状窪部等が形成された領域である加工形状部以外の領域に複数の微小窪部を設けることを要旨とする。

【0032】

すなわち、本発明の液体噴射ヘッドの製造方法は、上記圧力発生室形成板には圧力発生室形成板の各溝状窪部等が形成された領域である加工形状部以外の領域に複数の微小窪部を設けるものである。

【0033】

このため、上記のように加工形状部以外の領域に複数の微小窪部が設けられているので、この微小窪部の成形時に素材の表層部に微小な塑性流動が発生し、このような微小な塑性流動が集積されて加工形状部以外の領域における残留応力が追加されることとなり、加工形状部の領域とそれ以外の領域における残留応力の可及的均一化が図られて、上記のような歪変形が矯正または防止されるのである。また、微小窪部の成形時に、加工形状部以外の領域が広範囲にわたって加圧され、歪変形が矯正または防止される。したがって、歪変形のない平面精度の高い圧力発生室形成板がえられて、流路ユニットとして組立てられたときには、組立て精度の高い液体噴射ヘッドがえられる。

【0034】

本発明の液体噴射ヘッドの製造方法において、上記鍛造加工後の圧力発生室形成板表面

に研磨加工を行い、上記研磨加工終了後に残存する微小窪部を、上記封止板を圧力発生室形成板に接合する接着剤の余剰接着剤の収容部とする場合には、研磨による圧力発生室形成板の平面度の向上により接着時の相手方部材、例えば封止板やノズルプレート等との密着性が良好となる。また、微小窪部を残存させておくことにより、余剰の接着剤が微小窪部に収容され、接着剤が外部へ流出したり接着剤の層厚が不均一になつたりせず、良好な組立て精度の液体噴射ヘッドがえられる。

【0035】

本発明の液体噴射ヘッドの製造方法において、圧力発生室形成板の列設された溝状窪部の列の端部近傍にあらかじめ微小窪部を設けた後、溝状窪部を成形する場合には、上記微小窪部の成形による素材の流動が完了した状態の圧力発生室形成板の部分に溝状窪部が加圧成形される。したがって、溝状窪部の形状や寸法等の精度は、先行して形成された微小窪部によって何等影響されることなく、所定どおりに確保できる。

【0036】

さらに、圧力発生室形成板を接着剤で上記封止板に接合するときに、圧力発生室形成板と封止板との間から押出されようとする余剰の接着剤が上記微小窪部に収容されるので、余剰の接着剤が溝状窪部の空間部すなわち圧力発生室にはみ出ることがなく、封止板の正常な膜振動が得られる。もし、このような接着剤のはみ出しが発生すると、膜振動をする封止板の有効面積が小さくなり、それとともに振幅も小さくなるので、正常な液体の噴射量が確保できないことになる。そこで、封止板の膜振動の振幅を大きくするために、封止板に結合されている圧力発生素子の駆動電圧を高くすることが考えられるが、接着剤の上記はみ出しのない圧力発生室があったり、あるいは、はみ出し量にばらつきがあったりするので、液体噴射特性を各圧力発生室毎に均一化することが困難となる。したがって、上記のように微小窪部で余剰接着剤を収容することにより、上述のような液体噴射特性上の問題が解決される。

【0037】

本発明の液体噴射ヘッドの製造方法において、上記微小窪部を、溝状窪部の長手方向端部に接近させて略等しいピッチで溝状窪部の列設方向に沿って配置する場合には、余剰接着剤が上記微小窪部に収容されるので、隣合う溝状窪部の間の細長い圧力発生室形成板（以下、「連続面」という）の方へ流動することがない。上記連続面には所定量の接着剤が塗布されているので、それに加えて余剰接着剤が連続面に流動すると、接着剤が圧力発生室にはみ出て圧力発生室の有効幅を小さくするのであるが、上記微小窪部の収容機能によって、そのような問題が解消される。

【0038】

本発明の液体噴射ヘッドの製造方法において、上記ピッチが、列設された溝状窪部のピッチの2～5倍である場合には、例えば、1つの微小窪部が約2本の溝状窪部に対応して、余剰接着剤を前もって微小窪部に収容するので、上記連続面の方へ流動しようとする接着剤を実質的な問題にならないレベルに抑制することができ、圧力発生室に対する接着剤のはみ出しが防止される。このように、1つの微小窪部に対する溝状窪部の本数は、接着剤の塗布量、微小窪部と溝状窪部端部との間の距離および上記連続面の幅の広さ等に応じて設定され、微小窪部への接着剤の最適の収容状態が選定できる。

【0039】

本発明の液体噴射ヘッドの製造方法において、上記圧力発生室の加工形状部以外の領域において、少なくとも列設された溝状窪部のピッチの2～5倍以上の長さの平坦部を含む所定面積の平坦領域に微小窪部を設け、上記微小窪部の成形および加工形状部の加工完了後に圧力発生室形成板の表面に研磨加工を行う場合には、上記溝状窪部のピッチの2～5倍以上の長さで、例えば、縦、横寸法で設定される四角い面積部分または斜め方向の寸法で設定される三角形の面積部分等の全域にわたって微小窪部が設けられている。このため、微小窪部が設けられている領域と、溝状窪部等が加工されている領域との研磨（ポリッシュ）量が均一になり、圧力発生室形成板の研磨後の厚さが全域にわたって均一になる。したがって、補修研磨等の工数が削減でき、製造原価の低減や研磨時間短縮にとって有

効である。なお、上記のように研磨量が均一になるのは、微小窪部を成形した領域では、微小窪部の周囲の素材が隆起すると共に被研磨面積が減少し、また、溝状窪部等が成形された加工形状部の領域でも同様に加工部の周囲が隆起するので、両隆起部分がいち早く均等に研磨され、また、被研磨面積もできるだけ均一化され、最終的に加工形状部と微小窪部成形部とが1仮想平面をなすように仕上げられるものと考察される。

【0040】

本発明の液体噴射ヘッドの製造方法において、上記圧力発生室形成板の加工形状部以外の領域に微小窪部を設けることにより、上記加工形状部の成形によって生じる圧力発生室形成板の歪変形を矯正または防止する場合には、加工形状部以外の領域に微小窪部が設けられているので、この微小窪部の成形時に素材の表層部に微小な塑性流動が発生し、このような微小な塑性流動が集積されて加工形状部以外の領域における残留応力が追加されることとなり、加工形状部の領域とそれ以外の領域における残留応力の可及的均一化が図られて、圧力発生室形成板の歪変形が矯正または防止される。

【発明を実施するための最良の形態】

【0041】

以下、本発明の最良の実施例を図面に基づいて説明する。

【実施例1】

【0042】

まず最初に本発明が適用される液体噴射ヘッドの構成について説明する。

【0043】

本発明が適用される液体噴射ヘッドは、インクジェット式記録装置の記録ヘッドとして実施するのが適しているので、図示の実施例においては液体噴射ヘッドの代表的な事例として、上記記録ヘッドを示している。

【0044】

図1及び図2に示すように、記録ヘッド1は、ケース2と、このケース2内に収納される振動子ユニット3と、ケース2の先端面に接合される流路ユニット4と、先端面とは反対側のケース2の取付面上に配置される接続基板5と、ケース2の取付面側に取付けられる供給針ユニット6等から概略構成されている。

【0045】

上記の振動子ユニット3は、図3に示すように、圧電振動子群7と、この圧電振動子群7が接合される固定板8と、圧電振動子群7に駆動信号を供給するためのフレキシブルケーブル9とから概略構成される。

【0046】

圧電振動子群7は、列状に形成された複数の圧電振動子10…を備える。各圧電振動子10…は、圧力発生素子の一種であり、電気機械変換素子の一種でもある。これらの各圧電振動子10…は、列の両端に位置する一対のダミー振動子10a、10aと、これらのダミー振動子10a、10aの間に配置された複数の駆動振動子10b…とから構成されている。そして、各駆動振動子10b…は、例えば、50 μ m～100 μ m程度の極めて細い幅の櫛歯状に切り分けられ、180本設けられる。また、ダミー振動子10aは、駆動振動子10bよりも十分広い幅であり、駆動振動子10bを衝撃等から保護する保護機能と、振動子ユニット3を所定位置に位置付けるためのガイド機能とを有する。

【0047】

各圧電振動子10…は、固定端部を固定板8上に接合することにより、自由端部を固定板8の先端面よりも外側に突出させている。すなわち、各圧電振動子10…は、いわゆる片持ち梁の状態固定板8上に支持されている。そして、各圧電振動子10…の自由端部は、圧電体と内部電極とを交互に積層して構成されており、対向する電極間に電位差を与えることで素子長手方向に伸縮する。

【0048】

フレキシブルケーブル9は、固定板8とは反対側となる固定端部の側面で圧電振動子10と電氣的に接続されている。そして、このフレキシブルケーブル9の表面には、圧電振

動子10の駆動等を制御するための制御用IC11が実装されている。また、各圧電振動子10…を支持する固定板8は、圧電振動子10からの反力を受け止め得る剛性を備えた板状部材であり、ステンレス板等の金属板が好適に用いられる。

【0049】

上記のケース2は、例えば、エポキシ系樹脂等の熱硬化性樹脂で成型されたブロック状部材である。ここで、ケース2を熱硬化性樹脂で成型しているのは、この熱硬化性樹脂は、一般的な樹脂よりも高い機械的強度を有しており、線膨張係数が一般的な樹脂よりも小さく、周囲の温度変化による変形が小さいからである。そして、このケース2の内部には、振動子ユニット3を収納可能な収納空部12と、インクの流路の一部を構成するインク供給路13とが形成されている。また、ケース2の先端面には、共通インク室（リザーバ）14となる先端凹部15が形成されている。

【0050】

収納空部12は、振動子ユニット3を収納可能な大きさの空部である。この収納空部12の先端側部分はケース内壁が側方に向けて部分的に突出しており、この突出部分の上面が固定板当接面として機能する。そして、振動子ユニット3は、各圧電振動子10の先端が開口から臨む状態で収納空部12内に収納される。この収納状態において、固定板8の先端面は固定板当接面に当接した状態で接着されている。

【0051】

先端凹部15は、ケース2の先端面を部分的に窪ませることにより作製されている。本実施例の先端凹部15は、収納空部12よりも左右外側に形成された略台形状の凹部であり、収納空部12側に台形の下底が位置するように形成されている。

【0052】

インク供給路13は、ケース2の高さ方向を貫通するように形成され、先端が先端凹部15に連通している。また、インク供給路13における取付面側の端部は、取付面から突設した接続口16内に形成されている。

【0053】

上記の接続基板5は、記録ヘッド1に供給する各種信号用の電気配線が形成されると共に、信号ケーブルを接続可能なコネクタ17が取付けられた配線基板である。そして、この接続基板5は、ケース2における取付面上に配置され、フレキシブルケーブル9の電気配線が半田付け等によって接続される。また、コネクタ17には、制御装置（図示せず）からの信号ケーブルの先端が挿入される。

【0054】

上記の供給針ユニット6は、インクカートリッジ（図示せず）が接続される部分であり、針ホルダ18と、インク供給針19と、フィルタ20とから概略構成される。

【0055】

インク供給針19は、インクカートリッジ内に挿入される部分であり、インクカートリッジ内に貯留されたインクを導入する。このインク供給針19の先端部は円錐状に尖っており、インクカートリッジ内に挿入し易くなっている。また、この先端部には、インク供給針19の内外を連通するインク導入孔が複数穿設されている。そして、本実施例の記録ヘッド1は2種類のインクを吐出可能であるため、このインク供給針19を2本備えている。

【0056】

針ホルダ18は、インク供給針19を取付けるための部材であり、その表面にはインク供給針19の根本部分を止着するための台座21を2本分横並びに形成している。この台座21は、インク供給針19の底面形状に合わせた円形状に作製されている。また、台座底面の略中心には、針ホルダ18の板厚方向を貫通するインク排出口22を形成している。また、この針ホルダ18には、フランジ部を側方に延出している。

【0057】

フィルタ20は、埃や成型時のバリ等のインク内の異物の通過を阻止する部材であり、例えば、目の細かな金属網によって構成される。このフィルタ20は、台座21内に形成

されたフィルタ保持溝に接着されている。

・【0058】

そして、この供給針ユニット6は、図2に示すように、ケース2の取付面上に配設される。この配設状態において、供給針ユニット6のインク排出口22とケース2の接続口16とは、パッキン23を介して液密状態で連通する。

【0059】

次に、上記の流路ユニット4について説明する。この流路ユニット4は、圧力発生室形成板30の一方の面にノズルプレート31を、圧力発生室形成板30の他方の面に弾性板32を接合した構成である。

【0060】

圧力発生室形成板30は、図4に示すように、溝状窪部33と、連通口34と、逃げ凹部35とを形成した金属製の板状部材である。本実施例では、この圧力発生室形成板30を、厚さ0.35mmのニッケル製の基板を加工することで作製している。

【0061】

ここで、基板としてニッケルを選定した理由について説明する。第1の理由は、このニッケルの線膨張係数が、ノズルプレート31や弾性板32の主要部を構成する金属（本実施例では後述するようにステンレス）の線膨張係数と略等しいからである。すなわち、流路ユニット4を構成する圧力発生室形成板30、弾性板32及びノズルプレート31の線膨張係数が揃うと、これらの各部材を加熱接着した際において、各部材は均等に膨張する。このため、膨張率の相違に起因する反り等の機械的ストレスが発生し難い。その結果、接着温度を高温に設定しても各部材を支障なく接着することができる。また、記録ヘッド1の作動時に圧電振動子10が発熱し、この熱によって流路ユニット4が加熱されたとしても、流路ユニット4を構成する各部材30、31、32が均等に膨張する。このため、記録ヘッド1の作動に伴う加熱と作動停止に伴う冷却とが繰り返し行われても、流路ユニット4を構成する各部材30、31、32に剥離等の不具合は生じ難い。

【0062】

第2の理由は、防錆性に優れているからである。すなわち、この種の記録ヘッド1では水性インクが好適に用いられているので、長期間に亘って水が接触しても錆び等の変質が生じないことが肝要である。その点、ニッケルは、ステンレスと同様に防錆性に優れており、錆び等の変質が生じ難い。

【0063】

第3の理由は、展性に富んでいるからである。すなわち、圧力発生室形成板30を作製するにあたり、本実施例では後述するように塑性加工（例えば、鍛造加工）で行っている。そして、圧力発生室形成板30に形成される溝状窪部33や連通口34は、極めて微細な形状であり、且つ、高い寸法精度が要求される。そして、基板にニッケルを用いると、展性に富んでいることから塑性加工であっても溝状窪部33や連通口34を高い寸法精度で形成することができる。

【0064】

なお、圧力発生室形成板30に関し、上記した各要件、すなわち、線膨張係数の要件、防錆性の要件、及び、展性の要件を満たすならば、ニッケル以外の金属で構成してもよい。

【0065】

溝状窪部33は、圧力発生室29となる溝状の窪部であり、図5に拡大して示すように、直線状の溝によって構成されている。本実施例では、幅約0.1mm、長さ約1.5mm、深さ約0.1mmの溝を溝幅方向に180個列設している。この溝状窪部33の底面は、深さ方向（すなわち、奥側）に進むに連れて縮幅されてV字状に窪んでいる。底面をV字状に窪ませたのは、隣り合う圧力発生室29、29同士を区画する隔壁部28の剛性を高めるためである。すなわち、底面をV字状に窪ませることにより、隔壁部28の根本部分（底面側の部分）の肉厚が厚くなって隔壁部28の剛性が高まる。そして、隔壁部28の剛性が高くなると、隣の圧力発生室29からの圧力変動の影響を受け難くなる。すな

わち、隣の圧力発生室 29 からのインク圧力の変動が伝わり難くなる。また、底面を V 字状に窪ませることにより、溝状窪部 33 を塑性加工によって寸法精度よく形成することもできる（後述する）。そして、この V 字の角度は、加工条件によって規定されるが、例えば 90 度前後である。さらに、隔壁部 28 における先端部分の肉厚が極く薄いことから、各圧力発生室 29…を密に形成しても必要な容積を確保することができる。

【0066】

また、本実施例における溝状窪部 33 に関し、その長手方向両端部は、奥側に進むにつれて内側に下り傾斜している。すなわち、溝状窪部 33 の長手方向両端部は、面取形状に形成されている。このように構成したのも、溝状窪部 33 を塑性加工によって寸法精度よく形成するためである。

【0067】

さらに、両端部の溝状窪部 33、33 に隣接させてこの溝状窪部 33 よりも幅広なダミー窪部 36 を 1 つずつ形成している。このダミー窪部 36 は、インク滴の吐出に関与しないダミー圧力発生室となる溝状の窪部である。本実施例のダミー窪部 36 は、幅約 0.2 mm、長さ約 1.5 mm、深さ約 0.1 mm の溝によって構成されている。そして、このダミー窪部 36 の底面は、W 字状に窪んでいる。これも、隔壁部 28 の剛性を高めるため、及び、ダミー窪部 36 を塑性加工によって寸法精度よく形成するためである。

【0068】

そして、各溝状窪部 33…及び一対のダミー窪部 36、36 によって窪部列が構成される。本実施例では、この窪部列を横並びに 2 列形成している。

【0069】

連通口 34 は、溝状窪部 33 の一端から板厚方向を貫通する貫通孔として形成している。この連通口 34 は、溝状窪部 33 毎に形成されており、1 つの窪部列に 180 個形成されている。本実施例の連通口 34 は、開口形状が矩形状であり、圧力発生室形成板 30 における溝状窪部 33 側から板厚方向の途中まで形成した第 1 連通口 37 と、溝状窪部 33 とは反対側の表面から板厚方向の途中まで形成した第 2 連通口 38 とから構成されている。

【0070】

そして、第 1 連通口 37 と第 2 連通口 38 とは断面積が異なっており、第 2 連通口 38 の内寸法が第 1 連通口 37 の内寸法よりも僅かに小さく設定されている。これは、連通口 34 をプレス加工によって作製していることに起因する。すなわち、この圧力発生室形成板 30 は、厚さ 0.35 mm のニッケル板を加工することで作製しているため、連通口 34 の長さは、溝状窪部 33 の深さを差し引いても 0.25 mm 以上となる。そして、連通口 34 の幅は、溝状窪部 33 の溝幅よりも狭くする必要があるため、0.1 mm 未満に設定される。このため、連通口 34 を 1 回の加工で打ち抜こうとすると、アスペクト比の関係で雄型（ポンチ）が座屈するなどしてしまう。そこで、本実施例では、加工を 2 回に分け、1 回目の加工では第 1 連通口 37 を板厚方向の途中まで形成し、2 回目の加工で第 2 連通口 38 を形成している。なお、この連通口 34 の加工手順については、後で説明する。

【0071】

また、ダミー窪部 36 にはダミー連通口 39 が形成されている。このダミー連通口 39 は、上記の連通口 34 と同様に、第 1 ダミー連通口 40 と第 2 ダミー連通口 41 とから構成されており、第 2 ダミー連通口 41 の内寸法が第 1 ダミー連通口 40 の内寸法よりも小さく設定されている。

【0072】

なお、本実施例では、上記の連通口 34 及びダミー連通口 39 に関し、開口形状が矩形状の貫通孔によって構成されたものを例示したが、この形状に限定されるものではない。例えば、円形に開口した貫通孔によって構成してもよい。

【0073】

逃げ凹部 35 は、共通インク室 14 におけるコンプライアンス部の作動用空間を形成す

る。本実施例では、ケース 2 の先端凹部 15 と略同じ形状であって、深さが溝状窪部 33 と等しい台形状の凹部によって構成している。

【0074】

次に、上記の弾性板 32 について説明する。この弾性板 32 は、封止板の一種であり、例えば、支持板 42 上に弾性体膜 43 を積層した二重構造の複合材（本発明の金属材の一種）によって作製される。本実施例では、支持板 42 としてステンレス板を用い、弾性体膜 43 として PPS（ポリフェニレンサルファイド）を用いている。

【0075】

図 6 に示すように、弾性板 32 には、ダイヤフラム部 44 と、インク供給口 45 と、コンプライアンス部 46 とを形成している。

【0076】

ダイヤフラム部 44 は、圧力発生室 29 の一部を区画する部分である。すなわち、ダイヤフラム部 44 は溝状窪部 33 の開口面を封止し、この溝状窪部 33 と共に圧力発生室 29 を区画形成する。このダイヤフラム部 44 は、図 7 (a) に示すように、溝状窪部 33 に対応した細長い形状であり、溝状窪部 33 を封止する封止領域に対し、各溝状窪部 33 …毎に形成されている。具体的には、ダイヤフラム部 44 の幅は溝状窪部 33 の溝幅と略等しく設定され、ダイヤフラム部 44 の長さは溝状窪部 33 の長さよりも多少短く設定されている。長さに関し、本実施例では、溝状窪部 33 の長さの約 2/3 に設定されている。そして、形成位置に関し、図 2 に示すように、ダイヤフラム部 44 の一端を、溝状窪部 33 の一端（連通口 34 側の端部）に揃えている。

【0077】

このダイヤフラム部 44 は、図 7 (b) に示すように、溝状窪部 33 に対応する部分の支持板 42 をエッチング等によって環状に除去して弾性体膜 43 のみとすることで作製され、この環内には島部 47 を形成している。この島部 47 は、圧電振動子 10 の先端面が接合される部分である。

【0078】

インク供給口 45 は、圧力発生室 29 と共通インク室 14 とを連通するための孔であり、弾性板 32 の板厚方向を貫通している。このインク供給口 45 も、ダイヤフラム部 44 と同様に、溝状窪部 33 に対応する位置に各溝状窪部 33 …毎に形成されている。このインク供給口 45 は、図 2 に示すように、連通口 34 とは反対側の溝状窪部 33 の他端に対応する位置に穿設されている。また、このインク供給口 45 の直径は、溝状窪部 33 の溝幅よりも十分に小さく設定されている。本実施例では、23 ミクロンの微細な貫通孔によって構成している。

【0079】

このようにインク供給口 45 を微細な貫通孔にした理由は、圧力発生室 29 と共通インク室 14 との間に流路抵抗を付与するためである。すなわち、この記録ヘッド 1 では、圧力発生室 29 内のインクに付与した圧力変動を利用してインク滴を吐出させている。このため、インク滴を効率よく吐出させるためには、圧力発生室 29 内のインク圧力をできるだけ共通インク室 14 側に逃がさないようにすることが肝要である。この観点から本実施例では、インク供給口 45 を微細な貫通孔によって構成している。

【0080】

そして、本実施例のように、インク供給口 45 を貫通孔によって構成すると、加工が容易であり、高い寸法精度が得られるという利点がある。すなわち、このインク供給口 45 は貫通孔であるため、レーザー加工による作製が可能である。従って、微細な直径であっても高い寸法精度で作製でき、作業も容易である。

【0081】

コンプライアンス部 46 は、共通インク室 14 の一部を区画する部分である。すなわち、コンプライアンス部 46 と先端凹部 15 とで共通インク室 14 を区画形成する。このコンプライアンス部 46 は、先端凹部 15 の開口形状と略同じ台形状であり、支持板 42 の部分をエッチング等によって除去し、弾性体膜 43 だけにすることで作製される。

【0082】

なお、弾性板 32 を構成する支持板 42 及び弾性体膜 43 は、この例に限定されるものではない。例えば、弾性体膜 43 としてポリイミドを用いてもよい。また、この弾性板 32 を、ダイヤフラム部 44 になる厚肉部及び該厚肉部周辺の薄肉部と、コンプライアンス部 46 になる薄肉部とを設けた金属板で構成してもよい。

【0083】

次に、上記のノズルプレート 31 について説明する。ノズルプレート 31 は、ノズル開口 48 を列設した金属製の板状部材である。本実施例ではステンレス板を用い、ドット形成密度に対応したピッチで複数のノズル開口 48…を開設している。本実施例では、合計 180 個のノズル開口 48…を列設してノズル列を構成し、このノズル列を 2 列横並びに形成している。そして、このノズルプレート 31 を圧力発生室形成板 30 の他方の表面、すなわち、弾性板 32 とは反対側の表面に接合すると、対応する連通口 34 に各ノズル開口 48…が臨む。

【0084】

そして、上記の弾性板 32 を、圧力発生室形成板 30 の一方の表面、すなわち、溝状窪部 33 の形成面に接合すると、ダイヤフラム部 44 が溝状窪部 33 の開口面を封止して圧力発生室 29 が区画形成される。同様に、ダミー窪部 36 の開口面も封止されてダミー圧力発生室が区画形成される。また、上記のノズルプレート 31 を圧力発生室形成板 30 の他方の表面に接合するとノズル開口 48 が対応する連通口 34 に臨む。この状態で島部 47 に接合した圧電振動子 10 を伸縮すると、島部周辺の弾性体膜 43 が変形し、島部 47 が溝状窪部 33 側に押されたり、溝状窪部 33 側から離隔する方向に引かれたりする。この弾性体膜 43 の変形により、圧力発生室 29 が拡張したり縮小したりして圧力発生室 29 内のインクに圧力変動が付与される。

【0085】

さらに、弾性板 32 (すなわち、流路ユニット 4) をケース 2 に接合すると、コンプライアンス部 46 が先端凹部 15 を封止する。このコンプライアンス部 46 は、共通インク室 14 に貯留されたインクの圧力変動を吸収する。すなわち、貯留されたインクの圧力に応じて弾性体膜 43 が膨張したり収縮したりして変形する。そして、上記の逃げ凹部 35 は、弾性体膜 43 の膨張時において、弾性体膜 43 が膨らむための空間を形成する。なお、上記コンプライアンス部 46 を除去するとともに、共通インク室 14 の容積を縮小して、逃げ凹部 35 がインクのリザーバ機能を果たすようにすることもできる。また、逃げ凹部 35 の領域を凹部ではなく貫通部としてこの空間をリザーバとすることもできる。

【0086】

上記構成の記録ヘッド 1 は、インク供給針 19 から共通インク室 14 までの共通インク流路と、共通インク室 14 から圧力発生室 29 を通って各ノズル開口 48…に至る個別インク流路とを有する。そして、インクカートリッジに貯留されたインクは、インク供給針 19 から導入されて共通インク流路を通して共通インク室 14 に貯留される。この共通インク室 14 に貯留されたインクは、個別インク流路を通じてノズル開口 48 から吐出される。

【0087】

例えば、圧電振動子 10 を収縮させると、ダイヤフラム部 44 が振動子ユニット 3 側に引っ張られて圧力発生室 29 が膨張する。この膨張により圧力発生室 29 内が負圧化されるので、共通インク室 14 内のインクがインク供給口 45 を通って各圧力発生室 29 に流入する。その後、圧電振動子 10 を伸張させると、ダイヤフラム部 44 が圧力発生室形成板 30 側に押されて圧力発生室 29 が収縮する。この収縮により、圧力発生室 29 内のインク圧力が上昇し、対応するノズル開口 48 からインク滴が吐出される。

【0088】

そして、この記録ヘッド 1 では、圧力発生室 29 (溝状窪部 33) の底面が V 字状に窪んでいる。このため、隣り合う圧力発生室 29、29 同士を区画する隔壁部 28 は、その根本部分の肉厚が先端部分の肉厚よりも厚く形成される。これにより、隔壁部 28 の剛性

を従来よりも高めることができる。従って、インク滴の吐出時において、圧力発生室 29 内にインク圧力の変動が生じたとしても、その圧力変動を隣の圧力発生室 29 に伝わり難くすることができる。その結果、所謂隣接クロストークを防止でき、インク滴の吐出を安定化できる。

【0089】

また、本実施例では、共通インク室 14 と圧力発生室 29 とを連通するインク供給口 45 を、弾性板 32 の板厚方向を貫通する微細孔によって構成したので、レーザー加工等によって高い寸法精度が容易に得られる。これにより、各圧力発生室 29…へのインクの流入特性（流入速度や流入量等）を高いレベルで揃えることができる。さらに、レーザー光線によって加工を行った場合には、加工も容易である。

【0090】

また、本実施例では、列端部の圧力発生室 29, 29 に隣接させてインク滴の吐出に関与しないダミー圧力発生室（すなわち、ダミー窪部 36 と弾性板 32 とによって区画される空部）を設けたので、これらの両端の圧力発生室 29, 29 に関し、片側には隣の圧力発生室 29 が形成され、反対側にはダミー圧力発生室が形成されることになる。これにより、列端部の圧力発生室 29, 29 に関し、その圧力発生室 29 を区画する隔壁の剛性を、列途中の他の圧力発生室 29…における隔壁の剛性に揃えることができる。その結果、一列全ての圧力発生室 29 のインク滴吐出特性を揃えることができる。

【0091】

さらに、このダミー圧力発生室に関し、列設方向側の幅を各圧力発生室 29…の幅よりも広くしている。換言すれば、ダミー窪部 36 の幅を溝状窪部 33 の幅よりも広くしている。これにより、列端部の圧力発生室 29 と列途中の圧力発生室 29 の吐出特性をより高い精度で揃えることができる。

【0092】

さらに、本実施例では、ケース 2 の先端面を部分的に窪ませて先端凹部 15 を形成し、この先端凹部 15 と弾性板 32 とにより共通インク室 14 を区画形成しているため、共通インク室 14 を形成するための専用部材が不要であり、構成の簡素化が図れる。また、このケース 2 は樹脂成型によって作製されているので、先端凹部 15 の作製も比較的容易である。

【0093】

次に、上記記録ヘッド 1 の製造方法について説明する。なお、この製造方法では、上記の圧力発生室形成板 30 の製造工程に特徴を有しているため、圧力発生室形成板 30 の製造工程を中心に説明することにする。なお、この圧力発生室形成板 30 は、順送り型による鍛造加工によって作製される。また、圧力発生室形成板 30 の素材として使用する帯板は、上記したようにニッケル製である。

【0094】

圧力発生室形成板 30 の製造工程は、溝状窪部 33 を形成する溝状窪部形成工程と、連通口 34 を形成する連通口形成工程とからなり、順送り型によって行われる。

【0095】

溝状窪部形成工程では、図 8 に示す雄型 51 と図 9 に示す雌型 52 とを用いる。この雄型 51 は、溝状窪部 33 を形成するための金型である。この雄型には、溝状窪部 33 を形成するための突条部 53 を、溝状窪部 33 と同じ数だけ列設してある。また、列設方向両端部の突条部 53 に隣接させてダミー窪部 36 を形成するためのダミー突条部（図示せず）も設ける。突条部 53 の先端部分 53a は先細りした山形とされており、例えば図 8（b）に示すように、幅方向の中心から 45 度程度の角度で面取りされている。すなわち、突条部 53 の先端に形成した山形の斜面により楔状の先端部分 53a が形成されている。これにより、長手方向から見て V 字状に尖っている。また、先端部分 53a における長手方向の両端は、図 8（a）に示すように、45 度程度の角度で面取りしてある。このため、突条部 53 の先端部分 53a は、三角柱の両端を面取りした形状となっている。

【0096】

また、雌型 52 には、その上面に筋状突起 54 が複数形成されている。この筋状突起 54 は、隣り合う圧力発生室 29, 29 同士を区画する隔壁の形成を補助するものであり、溝状窪部 33, 33 同士の間に位置する。この筋状突起 54 は四角柱状であり、その幅は、隣り合う圧力発生室 29, 29 同士の間隔（隔壁の厚み）よりも若干狭く設定されており、高さは幅と同程度である。また、筋状突起 54 の長さは溝状窪部 33（突条部 53）の長さと同程度に設定されている。

【0097】

そして、溝状窪部形成工程では、まず、図 10（a）に示すように、雌型 52 の上面に素材であるとともに圧力発生室形成板である帯板 55 を載置し、帯板 55 の上方に雄型 51 を配置する。次に、図 10（b）に示すように、雄型 51 を下降させて突条部 53 の先端部を帯板 55 内に押し込む。このとき、突条部 53 の先端部分 53a を V 字状に尖らせているので、突条部 53 を座屈させることなく先端部分 53a を帯板 55 内に確実に押し込むことができる。この突条部 53 の押し込みは、図 10（c）に示すように、帯板 55 の板厚方向の途中まで行う。

【0098】

突条部 53 の押し込みにより、帯板 55 の一部分が流動し、溝状窪部 33 が形成される。ここで、突条部 53 の先端部分 53a が V 字状に尖っているため、微細な形状の溝状窪部 33 であっても、高い寸法精度で作製することができる。すなわち、先端部分 53a で押された部分が円滑に流れるので、形成される溝状窪部 33 は突条部 53 の形状に倣った形状に形成される。このときに、先端部分 53a で押し分けられるようにして流動した素材は、突条部 53 のあいだに設けられた空隙部 53b 内に流入し隔壁部 28 が成形される。さらに、先端部分 53a における長手方向の両端も面取りしてあるので、当該部分で押圧された帯板 55 も円滑に流れる。従って、溝状窪部 33 の長手方向両端部についても高い寸法精度で作製できる。

【0099】

また、突条部 53 の押し込みを板厚方向の途中で止めているので、貫通孔として形成する場合よりも厚い帯板 55 を用いることができる。これにより、圧力発生室形成板 30 の剛性を高めることができ、インク滴の吐出特性の向上が図れる。また、圧力発生室形成板 30 の取り扱いも容易になる。

【0100】

また、突条部 53 で押圧されたことにより、帯板 55 の一部は隣り合う突条部 53, 53 の空間内に隆起する。ここで、雌型 52 に設けた筋状突起 54 は、突条部 53, 53 同士の間に対応する位置に配置されているので、この空間内への帯板 55 の流れを補助する。これにより、突条部 53 間の空間に対して効率よく帯板 55 を導入することができ、隆起部を高く形成できる。

【0101】

上記溝状窪部 33 等の成形は、上述のとおりであるが、そのような成形工程においては、圧力発生室形成板 30 の歪変形を矯正または防止して、平面度の高い圧力発生室形成板 30 を製作する必要がある。

【0102】

すなわち、上記溝状窪部 33 等が形成された領域である加工形状部においては、細かい加工部分が多数密集した状態になっているので、この加工形状部の領域における残留応力は比較的高い値となっている。他方、上記加工形状部以外の領域は、例えば素材板 55 としての圧延加工を受けた程度の加工度合いであるから、この領域における残留応力は比較的低い値となっている。このように加工形状部の領域とそれ以外の領域には残留応力に差があるので、それが原因になって圧力発生室形成板 30 が湾曲したり反ったりした歪変形を呈することになるものと考察される。

【0103】

以下、上記の課題を解決するための本発明の実施例について説明する。

【0104】

なお、前述の雄型 51 および雌型 52 により帯板（素材）55 に塑性加工を行うときには、常温の温度条件下であり、また、以下に説明する塑性加工においても同様に常温の温度条件で塑性加工を行っている。

【0105】

図 11、図 13 は、図 4 に示した圧力発生室形成板 30 に微小窪部を追加して成形したものの実施例を示す。なお、すでに説明された部位と同じ機能を果たす部位については、同一の符号を図中に記載してある。

【0106】

図 11 は、多数の微小窪部 63 が設けられた状態を示す平面図である。圧力発生室 29 となる溝状窪部 33 や逃げ凹部 35 等が形成された領域が、加工形状部 64 であり、この領域には多数の溝状窪部 33 や逃げ凹部 35 が密集した状態になっている。この加工形状部 64 は理解し易くするために、2 点鎖線 65 で包囲して図示してある。加工形状部 64 以外の領域 66 に多数の微小窪部 63 が設けられ、図 11 に示す場合は縦横とも等ピッチで配列されている。なお、2 点鎖線 65 で包囲された加工形状部 64 の形は、2 点鎖線 65 の形状に限定されるものではなく、溝状窪部 33 や逃げ凹部 35 等の成形による残留応力のおよぼ範囲と解するのが適正である。

【0107】

そして、上記加工形状部 64 は圧力発生室形成板 30 の中央寄りに位置付けられており、加工形状部 64 以外の領域 66 は加工形状部 64 の周囲に存在させてある。

【0108】

圧力発生室形成板 30 は、通常、複数の加工ステージを備えた多工程式の鍛造加工機によって成形される。図 12 に示すように、例えば、帯状の素材板 55 を順送りで上記鍛造加工機に供給し、その第 1 加工ステージでは素材板と金型との位置合わせを行う基準穴の穿孔、第 2 加工ステージではトリミング用の開口部の形成、第 3 加工ステージでは溝状窪部 33 の予備成形、第 4 加工ステージでは溝状窪部 33 の仕上げ成形、第 5 加工ステージでは連通口 34 の穿孔等の順に最終工程まで加工が進行する。

【0109】

上記微小窪部 63 の成形は、上記加工ステージのなかの最終加工ステージとして行われる。微小窪部 63 を成形するための金型は、多数の突起状のパンチが配列されたものであり、このパンチの先端部を圧力発生室形成板 30 の板厚方向に押付けて、加工形状部 64 以外の領域 66 に規則正しく配列された圧痕を付けるような加工を行う。なお、上記のような各ステージを全て順送り方式で進行させることなく、例えば、第 1 加工ステージと第 2 加工ステージを統合したり、微小窪部の成形を溝状窪部の成形の前に行なってもよい。

【0110】

上記溝状窪部 33 等が形成された領域である加工形状部 64 においては、細かい加工部分が多数密集した状態になっているので、この加工形状部 64 の領域における残留応力は比較的高い値となっている。他方、上記加工形状部 64 以外の領域 66 は、例えば素材板 55 としての圧延加工を受けた程度の加工度合いであるから、この領域 66 における残留応力は比較的低い値となっている。このように加工形状部 64 の領域とそれ以外の領域 66 には残留応力に差があるので、それが原因になって圧力発生室形成板 30 が湾曲したり反ったりした歪変形を呈することになるものと考察される。

【0111】

この実施例においては、上記のように加工形状部 64 以外の領域 66 に複数の微小窪部 63 が設けられているので、この微小窪部 63 の成形時に素材 55 の表層部に微小な塑性流動が発生し、このような微小な塑性流動が集積されて加工形状部 64 以外の領域 66 における残留応力が追加されることとなり、加工形状部 64 の領域とそれ以外の領域 66 における残留応力の可及的均一化が図られて、上記のような歪変形が矯正または防止されるのである。また、微小窪部 63 の成形時に、加工形状部 64 以外の領域が広範囲にわたって加圧され、歪変形が矯正または防止される。したがって、歪変形のないあるいは少ない平面精度の高い圧力発生室形成板 30 がえられて、流路ユニット 4 として組立てられたと

きには、組立て精度の高い液体噴射ヘッド1がえられる。

・【0112】

また、圧力発生室形成板30の板厚方向への金型加圧により成形された微小窪部63であるから、微小窪部63が成形された領域66の圧力発生室形成板30には確実に塑性流動がなされ、加工形状部64とバランスのとれた残留応力がえられて、上記の歪変形の発生が防止あるいは歪変形量の減少が実現する。

【0113】

圧力発生室形成板30の歪変形の態様は、上記加工形状部64における溝状窪部33等の個々の加工成形部分の密集度合い、列設された溝状窪部33の列数や圧力発生室形成板30に対する溝状窪部33の列の長さ、加工形状部64以外の領域66の広さ等種々な要因で変化する。その変化の1態様として、圧力発生室形成板30全体が円筒状に湾曲したり浅い皿状に湾曲したりする。

【0114】

このように湾曲する恐れのある加工形状部64や加工形状部64以外の領域66の残留応力状態である場合には、少なくとも上記湾曲形状の湾曲内面側に微小窪部63を成形して湾曲の矯正または防止を行う。このときには、微小窪部63が打込まれた圧力発生室形成板30の湾曲内面側の表層部には、その表面積を広げようとする方向の「延び」現象が発生するので、湾曲形状が平板形状に矯正されるのである。

【0115】

また、上述のように圧力発生室形成板30の歪変形の態様には、種々な形状が発生するのであるが、その歪変形の状態によっては圧力発生室形成板30の両面に微小窪部63を打込んで対応する場合がある。この場合には、圧力発生室形成板30の両面において微小窪部63による塑性流動がなされるので、それにとまなう残留応力が圧力発生室形成板30の両面において発生することとなり、加工形状部64における残留応力との均衡を好適に図って、歪変形の発生が矯正または防止される。

【0116】

上記の両面に微小窪部63を打込むことによる残留応力の発生を、さらに積極的に行わせるために、微小窪部63の配置を表裏両面とも略同一配置にする。こうすることにより、圧力発生室形成板30の両面の略同一配置の箇所において微小窪部63による塑性流動が形成されるので、圧力発生室形成板30に対する塑性流動が表裏両面からより一層積極的に進行し、それにとまなう残留応力が圧力発生室形成板30の両面において不足することなく十分に発生することとなり、加工形状部64における残留応力との均衡を好適に図って、歪変形の発生が矯正または防止される。なお、上記の「略同一配置」は、表裏両側から加圧した微小窪部63の最深部分が圧力発生室形成板30の板厚方向で見て合致している場合や、上記合致がある程度ずれている場合を包括しており、結果的には、表裏両側からの塑性流動が残留応力発生に効果的に作用することを意味している。また、表裏両面の微小窪部63を、表裏の加工形状部64以外の各領域66全体あるいは部分的に設けることにより、各領域66における残留応力を加工形状部64の残留応力とバランスよく発生させることができる。

【0117】

微小窪部63の形状には種々なものが採用できる。図13は、各種の微小窪部63を示している。同図(A)は、微小窪部63が形成される領域66の部分的な断面図である。ここに現われている微小窪部63は、(B)に平面的に示す四角錐形であり、そのためのパンチも四角錐形とされている。また、(C)は円錐形の微小窪部63、(D)は三角錐形の微小窪部63である。

【0118】

上記のような形状の微小窪部63により、圧力発生室形成板30の表層部の素材55がその表面方向において、微小窪部63が多角錐形であれば多角的な方向に塑性流動を呈することとなり、また、微小窪部63が円錐形であれば全方位的な方向に塑性流動を呈することとなり、加工形状部64以外の領域66に良好な残留応力がえられる。

【0119】

図13'(A)(B)に示すように、微小窪部63の開口寸法Sが、圧力発生室形成板30の板厚寸法Tと略同じかまたはそれ以下とされている。こうすることにより、上記板厚寸法Tに対する微小窪部63の開口寸法Sが過大な関係ではないので、微小窪部63を成形するときには金型が素材55に良好な食いこみを果たすこととなり、微小窪部63の成形による素材55の塑性流動が程よく行われて、加工形状部64以外の領域66に的確な残留応力がえられる。

【0120】

また、上記微小窪部63は、上記加工形状部64から圧力発生室形成板30の板厚寸法T以上離隔させて設けられている。こうすることにより、微小窪部63の成形にともなう素材55の塑性流動等の影響が上記加工形状部64に及ばないので、加工形状部64の形状精度や寸法精度を微小窪部63が低下させるようなことがない。

【0121】

上記微小窪部63は、圧力発生室形成板30の略板厚寸法Tの間隔で配列されている。こうすることにより、微小窪部63の間隔が板厚寸法Tを大幅に上回るような過大な状態ではないので、微小窪部63の成形による微小な素材55の塑性流動が良好な集合状態になり、加工形状部64以外の領域66に的確な残留応力がえられる。

【0122】

上記圧力発生室形成板30の材料として、ニッケル板が採用されている。こうすることにより、ニッケル自体の線膨張係数が低く熱伸縮の現象が他の部品、例えばノズルプレート31や弾性板32と同調して良好に果たされ、また、防錆性にすぐれ、さらに鍛造加工で重要視される展性に富んでいる等、良好な効果がえられる。

【0123】

上述のように、上記加工形状部64が素材55（圧力発生室形成板30）の中央寄りの領域に設けられ、加工形状部64以外の領域66が加工形状部64の周辺に存在している。そして、微小窪部63は、加工形状部64以外の領域66において、少なくとも加工形状部64を挟んで対向する部分に形成するのが好ましい。この例では、加工形状部64以外の領域66の略全面にわたって微小窪部63が形成されている。したがって、中央寄りの領域に集中している加工形状部64による比較的大きな値の残留応力が、その周辺に形成された微小窪部63による残留応力で均衡のとれた状態になるので、圧力発生室形成板30の歪変形が防止される。特に、素材55の中央寄りに存在している残留応力の多い加工形状部64を、その外側から包囲するような状態で微小窪部63による矯正作用がなされるので、圧力発生室形成板30全体としてバランスのよい歪変形の防止が行われる。

【0124】

上記溝状窪部33のピッチ寸法は0.14mmであり、この鍛造加工で精密な微細部品であるインクジェット式記録ヘッドの圧力発生室29を加工するようになるときに、きわめて精巧な鍛造加工が可能となる。図示の実施例は、溝状窪部33のピッチは0.14mmであるが、このピッチについては、0.3mm以下とすることにより、液体噴射ヘッド等の部品加工等においてより好適な仕上げとなる。このピッチは好ましくは0.2mm以下、より好ましくは0.15mm以下である。また、溝状窪部33の密集度合いが高く、加工形状部64の残留応力の集積も大となるので、それにとまなう歪変形を矯正または防止する本実施例の効果が顕著である。

【0125】

鍛造加工においては、上記突条部53で素材55を加圧することにより素材55の塑性流動が発生し、それにより素材55の表面に隆起した部分ができる。このような部分を除去して平滑な圧力発生室形成板30の表面を形成するために、最終の仕上げ工程として研磨工程が実施されている。

【0126】

上記のような意味で圧力発生室形成板30に、鍛造加工後の両面に研磨仕上げが行われている。そして、上記研磨仕上げ後も微小窪部63を表面に残存させておくことにより、

圧力発生室形成板 30 の片面あるいは両面に微小窪部 63 が存置されている。このような残存した微小窪部 63 によって、研磨前に成形した微小窪部 63 による残留応力が略そのまま継続状態とされ、加工形状部 64 とそれ以外の領域 66 における残留応力の均衡が継続して維持され、研磨後に圧力発生室形成板 30 が歪変形を起したりしない。さらに、研磨による圧力発生室形成板 30 の平面度の向上により接着時の相手方部材、例えばノズルプレート 31、弾性板 32 等との密着性が良好となる。また、微小窪部 63 が残存させてあるので、余剰の接着剤が微小窪部 63 に収容され、接着剤が外部へ流出したり接着剤の層厚が不均一になったりせず、良好な組立て精度の液体噴射ヘッド 1 がえられる。

【実施例 2】

【0127】

図 14～図 17 は、本発明の液体噴射ヘッドの第 2 の実施例を示す。

【0128】

この実施例は、圧力発生室形成板 30 と封止板 43 を接合する接着剤 71 の余剰分を微小窪部 63 に収容して、圧力発生室 29 への悪影響を回避するものである。列設された溝状窪部 33 の列 33a の端部近傍の圧力発生室形成板 30 に微小窪部 63 が設けられている。上記微小窪部 63 は、図 14 に示すように、溝状窪部 33 の列 33a の端部から遠ざかる側に広がっている圧力発生室形成板 30 の広域部 30a と、各溝状窪部 33 の一方の端部と逃げ凹部 35 の間および各溝状窪部 33 の他方の端部と凹溝部 67 との間に存在する圧力発生室形成板 30 の狭幅部 30b とに設けられている。

【0129】

圧力発生室形成板 30 と封止板 43 を所定の加圧力で圧着すると、余剰の接着剤 71 は上記広域部 30a から狭幅部 30b に流動する。この流動方向は、狭幅部 30b の端部から溝状窪部 33 の列設方向に流動する。そして、流動して行く距離は、接着剤 71 の塗布厚さ、接着剤 71 の粘性、温度状態、狭幅部 30b の幅寸法等により変化するが、この例では溝状窪部 33 の列 33a の端部から約 10 本目辺りである。すなわち、前述のように、約 180 本列設された溝状窪部 33 の端部から約 10 本目辺りまで広域部 30a における余剰接着剤 71 が流動する。このような流動による余剰接着剤 71 を収容できる個数の微小窪部 63 が、狭幅部 30b に等ピッチで配置され、この例では、微小窪部 63 のピッチは溝状窪部 33 のピッチの約 2 倍である。

【0130】

微小窪部 63 を狭幅部 30b のどの辺りまで配列するかは、上記のように、余剰接着剤 71 が狭幅部 30b に流れ込む距離を主体にして設定される。なお、図 14 (A)、図 18、図 20 等における溝状窪部 33 のピッチと微小窪部 63 のピッチとの大小関係は、溝状窪部 33 のピッチが過大に図示してあるが、図 11 および図 14 (B) は実際的な両ピッチの大小関係が図示されている。特に、図 14 (B) は、試作品の拡大写真を図面化したものである。

【0131】

図 17 は、図 14 に示した圧力発生室形成板 30 がプレス加工されて行く工程図である。図 12 に基づいて説明したように、帯板（金属素材板）55 に基準穴 68 やトリミング用スリット 69 を打抜く周辺部の打抜き加工が第 1 工程として加工される。上記トリミング用スリット 69 の内側が圧力発生室形成板 30 であり、最終的に連続部 70 が切り離されると、圧力発生室形成板 30 の単品が完成する。

【0132】

第 2 工程は、溝状窪部 33 の列 33a の端部近傍に微小窪部 63 が打込まれる工程である。第 3 工程は、平行に 2 本並んでいる溝状窪部 33 の列 33a の中間に凹溝部 67 を形成する工程である。この凹溝部 67 は、溝状窪部 33 が加圧成形されるときに、左右の溝状窪部 33 の端部から素材が長手方向に流動して列 33a の間で隆起するのを防止するために、あらかじめ成形される凹溝構造部である。

【0133】

第 4 工程は、溝状窪部 33 を図 10 に示した突条部 53 と筋状突起 54 で成形する工程

である。そして、最後に圧力発生室形成板 30 の表面に研磨加工をして、平坦な仕上げ面すなわち接着面が形成される。

【0134】

したがって、図 15 および図 16 に示すように、圧力発生室形成板 30 を接着剤 71 で上記封止板 43 に接合するときに、圧力発生室形成板 30 と封止板 43 との間から押出されようとする余剰の接着剤 71 が上記微小窪部 63 に收容されるので、余剰の接着剤 71 が溝状窪部 33 の空間部すなわち圧力発生室 29 にはみ出ることがなく、封止板 43 の正常な膜振動が得られる。もし、このような接着剤 71 のはみ出し部 71a が発生すると、膜振動をする封止板 43 の有効面積が小さくなり、それとともに振幅も小さくなるので、正常なインクの吐出量が確保できないことになる。そこで、封止板 43 の膜振動の振幅を大きくするために、封止板 43 に結合されている圧電振動子 10 の駆動電圧を高くすることが考えられるが、接着剤 71 の上記はみ出し部 71a のない圧力発生室 29 があつたり、あるいは、はみ出し量にばらつきがあつたりするので、インク吐出特性を各圧力発生室 29 毎に均一化することが困難となる。したがって、上記のように微小窪部 63 で余剰接着剤 71 を微小窪部 63 に收容することにより、上述のようなインク吐出特性上の問題が解決される。

【0135】

上記微小窪部 63 が、溝状窪部 33 の長手方向端部に接近させて略等しいピッチで溝状窪部 33 の列設方向に沿って配置され、余剰接着剤 71 が上記微小窪部 63 に收容されるので、隣合う溝状窪部 33 の間の細長い圧力発生室形成板 30 すなわち連続面 30c の方へ流動することがない。上記連続面 30c には所定量の接着剤 71 が塗布されているので、それに加えて余剰接着剤 71 が連続面 30c に流動すると、接着剤 71 が圧力発生室 29 にはみ出て圧力発生室 29 の有効幅を小さくするのであるが、上記微小窪部 63 の收容機能によって、そのような問題が解消される。

【0136】

上記微小窪部 63 のピッチが、列設された溝状窪部 33 のピッチの 2～5 倍である。例えば、1つの微小窪部 63 が約 2 本の溝状窪部 33 に対応して、余剰接着剤 71 を前もって微小窪部 63 に收容するので、上記連続面 30c の方へ流動しようとする接着剤 71 を実質的の問題にならないレベルに抑制することができ、圧力発生室 29 に対する接着剤 71 のはみ出し（はみ出し部 71a）が防止される。このように、1つの微小窪部 63 に対する溝状窪部 33 の本数は、接着剤 71 の塗布量、微小窪部 63 と溝状窪部 33 の端部との間の距離および上記連続面 30c の幅の広さ等に応じて設定され、微小窪部 63 への接着剤の最適の收容状態が選定できる。

【実施例 3】

【0137】

図 18 および図 19 は、本発明の液体噴射ヘッドの第 3 の実施例を示す。

【0138】

この実施例は、上記加工形状部 64 とそれ以外の領域の研磨状態を均一化するもので、そのために、微小窪部 63 を活用している。加工形状部 64 以外の平滑な圧力発生室形成板 30 の部分は、前述の広域部 30a や逃げ凹部 35 とトリミング用スリット 69 との間の広域部 30d によって形成され、これらの広域部 30a、30d の全域にわたって微小窪部 63 が略均一な密度で打込まれている。それ以外は、微小窪部 63 の配置を除いては、上記第 2 の実施例と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

【0139】

図 19 は、図 18 に示した圧力発生室形成板 30 がプレス加工されて行く工程図である。工程の種類としてはいくつかのものが実行されるが、ここでは図 19 (A) および (B) の 2 つを例示してある。(A) に示す工程は、第 1 工程が、帯板（金属素材板）55 に基準穴 68 やトリミング用スリット 69 を打抜く周辺部の打抜き加工である。第 2 工程が、広域部 30a、30d に対する微小窪部 63 の成形加工である。第 3 工程が、凹溝部 67 の成形加工である。第 4 工程が、突条部 53 および筋状突起 54 による溝状窪部 33 の

成形加工である。第5工程が、研磨加工である。

【0140】

(B)に示す工程は、第1工程は(A)と同じである。第2工程と第3工程は、(A)の第3工程と第4工程である。第4工程は、(A)の第2工程である。第5工程は(A)と同じである。したがって、(A)の工程は、微小窪部63の成形加工が溝状窪部33の成形加工の前になされるが、(B)の工程は、微小窪部63の成形加工が溝状窪部33の成形加工の後になされる。

【0141】

微小窪部63は、加工形状部64以外の領域全体にわたって均一に成形されるのが望ましく、そのために、少なくとも列設された溝状窪部33のピッチの2～5倍以上の長さの平坦部を含む所定面積の平坦領域に微小窪部63が設けられている。

【0142】

したがって、上記溝状窪部33のピッチの2～5倍以上の長さで、例えば、縦、横寸法で設定される四角い面積部分(図18の30a, 30d参照)または斜め方向の寸法で設定される三角形の面積部分(図18の30e参照)等の全域にわたって微小窪部63が設けられている。このため、微小窪部63が設けられている領域と、溝状窪部33等が加工されている領域との研磨(ポリッシュ)量が均一になり、圧力発生室形成板30の研磨後の厚さが全域にわたって均一になる。したがって、補修研磨等の工数が削減でき、製造原価の低減や研磨時間短縮にとって有効である。なお、上記のように研磨量が均一になるのは、微小窪部63を成形した領域では、微小窪部63の周囲の素材が隆起すると共に被研磨面積が減少し、また、溝状窪部33等が成形された加工形状部64の領域でも同様に加工部の周囲が隆起するので、両隆起部分がいち早く均等に研磨され、また、被研磨面積もできるだけ均一化されるので、最終的に加工形状部64と微小窪部成形部30a, 30d, 30eとが1仮想平面をなすように仕上げられるものと考察される。

【0143】

上記加工形状部64以外の領域66の略全域に微小窪部63が設けられていることにより、加工形状部64における残留応力と微小窪部63の成形による残留応力との均衡が図られるので、圧力発生室形成板30の歪変形が矯正または防止される。それと同時に、加工形状部64以外の領域66の略全域に微小窪部63が成形されることにより、加工形状部64と微小窪部成形部30a, 30d, 30eとの研磨量が均一になり、補修研磨等の工数が削減でき、製造原価の低減や研磨時間短縮にとって有効である。それ以外は、微小窪部63の配置を除いては、上記第2の実施例と同様の作用効果を奏する。

【実施例4】

【0144】

図20および図21は、本発明の液体噴射ヘッドの第4の実施例を示す。

【0145】

この実施例は、第2の実施例と第3の実施例を複合したものである。図21は、図20に示した圧力発生室形成板30がプレス加工されて行く工程図である。第1工程は、第2および第3の実施例と同様の周辺部の打抜き加工である。第2工程は、第2の実施例と同様の溝状窪部33の列33aの端部近傍に微小窪部63を形成する工程である。第3工程および第4工程は、第2および第3の実施例と同様の凹溝部67の成形加工と溝状窪部33の成形加工である。第5工程は、第3の実施例と同様の加工形状部64以外の領域に微小窪部63を成形する工程である。最後の第6工程は、第2および第3の実施例と同様の圧力発生室形成板30の表面の研磨加工である。なお、上記工程において、第5工程の加工形状部64以外の領域の微小窪部63の成形を、第2工程と同時に行なってもよい。すなわち、微小窪部63を打込む工程を1工程にまとめるのである。それ以外は、上記第2および第3の実施例と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

【0146】

上記構成により、圧力発生室29への余剰接着剤71のはみ出し防止、圧力発生室形成板30の全域にわたる均一研磨、圧力発生室形成板30の上記歪変形の矯正や防止が可能

となる。

【0147】

上記図8、図9、図10等に基づいて説明した圧力発生室形成板30の加工ステージのなかに、上記の圧力発生室形成板30の歪変形の防止策、余剰接着剤の収容処理、圧力発生室形成板の全域にわたる均一研磨等を包含させることにより、すぐれた液体噴射ヘッドの製造方法がえられる。

【0148】

すなわち、圧力発生室29となる溝状窪部33が列設されると共に、各溝状窪部33の一端に板厚方向に貫通する連通口34を形成した鍛造加工による金属製の圧力発生室形成板30と、上記連通口34と対応する位置にノズル開口48を穿設した金属製のノズルプレート31と、溝状窪部33の開口面を封止する金属製の封止板43とを備え、圧力発生室形成板30における溝状窪部33側に封止板を、反対側にノズルプレート31をそれぞれ接合してなる流路ユニット4を備えた液体噴射ヘッド1の製造方法であって、上記圧力発生室形成板30には圧力発生室形成板30の各溝状窪部33等が形成された領域である加工形状部64以外の領域66に複数の微小窪部63を設けるものである。

【0149】

上記製造方法は、先に説明した図12、図17、図19、図21等の圧力発生室形成板30の加工工程の実施例で実施される。

【0150】

このため、上記のように加工形状部64以外の領域66に複数の微小窪部63が設けられているので、この微小窪部63の成形時に素材55の表層部に微小な塑性流動が発生し、このような微小な塑性流動が集積されて加工形状部64以外の領域66における残留応力が追加されることとなり、加工形状部64の領域とそれ以外の領域66における残留応力の可及的均一化が図られて、上記のような歪変形の発生が防止されるのである。したがって、歪変形のない平面精度の高い圧力発生室形成板30がえられて、流路ユニット4として組立てられたときには、組立て精度の高い液体噴射ヘッド1がえられる。

【0151】

上記素材板55をニッケル板で構成することにより、ニッケル自体の線膨張係数が低く熱伸縮の現象が他の部品と同調して良好に果たされ、また、防錆性にすぐれ、さらに鍛造加工で重要視される展性に富んでいる等、良好な効果がえられる。さらに、このような微細な構造の加工成形としては、一般に、異方性エッチングの手法が採用されるのであるが、このような手法は加工工数が多大なものとなるので、製造原価の面で不利である。それに対して、上記の鍛造加工方法をニッケル等の素材に使用すれば、加工工数が大幅に削減され、原価的にも極めて有利である。

【0152】

上記鍛造加工後の圧力発生室形成板30の表面に研磨加工を行い、上記研磨加工終了後に残存する微小窪部63を、上記封止板43を圧力発生室形成板30に接合する接着剤71の余剰接着剤の収容部とすることにより、研磨による圧力発生室形成板30の平面度の向上により接着時の相手方部材、例えば封止板43やノズルプレート31等との密着性が良好となる。また、微小窪部63を残存させておくことにより、余剰の接着剤71が微小窪部63に収容され、接着剤71が外部へ流出したり接着剤71の層厚が不均一になったりせず、良好な組立て精度の記録ヘッド1がえられる。

【0153】

一方、図15および図16に示すように、圧力発生室形成板30を接着剤71で上記封止板43に接合するときに、圧力発生室形成板30と封止板43との間から押出されようとする余剰の接着剤71が上記微小窪部63に収容されるので、余剰の接着剤71が溝状窪部33の空間部すなわち圧力発生室29にはみ出ることがなく、封止板43の正常な膜振動が得られる。もし、このような接着剤71のはみ出し部71aが発生すると、膜振動をする封止板43の有効面積が小さくなり、それとともに振幅も小さくなるので、正常なインクの吐出量が確保できないことになる。そこで、封止板43の膜振動の振幅を大きく

するために、封止板 43 に結合されている圧電振動子 10 の駆動電圧を高くすることが考えられるが、接着剤 71 の上記はみ出し部 71a のない圧力発生室 29 があつたり、あるいは、はみ出し量にばらつきがあつたりするので、インク吐出特性を各圧力発生室 29 毎に均一化することが困難となる。したがって、上記のように微小窪部 63 で余剰接着剤 71 を微小窪部 63 に収容することにより、上述のようなインク吐出特性上の問題が解決される。

【0154】

上記微小窪部 63 が、溝状窪部 33 の長手方向端部に接近させて略等しいピッチで溝状窪部 33 の列設方向に沿って配置され、余剰接着剤 71 が上記微小窪部 63 に収容されるので、隣合う溝状窪部 33 の間の細長い圧力発生室形成板 30 すなわち連続面 30c の方へ流動することがない。上記連続面 30c には所定量の接着剤 71 が塗布されているので、それに加えて余剰接着剤 71 が連続面 30c に流動すると、接着剤 71 が圧力発生室 29 にはみ出て圧力発生室 29 の有効幅を小さくするのであるが、上記微小窪部 63 の収容機能によって、そのような問題が解消される。

【0155】

上記微小窪部 63 のピッチが、列設された溝状窪部 33 のピッチの 2～5 倍である。例えば、1つの微小窪部 63 が約 2本の溝状窪部 33 に対応して、余剰接着剤 71 を前もって微小窪部 63 に収容するので、上記連続面 30c の方へ流動しようとする接着剤 71 を実質的の問題にならないレベルに抑制することができ、圧力発生室 29 に対する接着剤 71 のはみ出し（はみ出し部 71a）が防止される。このように、1つの微小窪部 63 に対する溝状窪部 33 の本数は、接着剤 71 の塗布量、微小窪部 63 と溝状窪部 33 の端部との間の距離および上記連続面 30c の幅の広さ等に応じて設定され、微小窪部 63 への接着剤の最適の収容状態が選定できる。

【0156】

上記溝状窪部 33 のピッチの 2～5 倍以上の長さで、例えば、縦、横寸法で設定される四角い面積部分（図 18 の 30a, 30d 参照）または斜め方向の寸法で設定される三角形の面積部分（図 18 の 30e 参照）等の全域にわたって微小窪部 63 が設けられている。このため、微小窪部 63 が設けられている領域と、溝状窪部 33 等が加工されている領域との研磨（ポリッシュ）量が均一になり、圧力発生室形成板 30 の研磨後の厚さが全域にわたって均一になる。したがって、補修研磨等の工数が削減でき、製造原価の低減や研磨時間短縮にとって有効である。なお、上記のように研磨量が均一になるのは、微小窪部 63 を成形した領域では、微小窪部 63 の周囲の素材が隆起すると共に被研磨面積が減少し、また、溝状窪部 33 等が成形された加工形状部 64 の領域でも同様に加工部の周囲が隆起するので、両隆起部分がいち早く均等に研磨され、また、被研磨面積もできるだけ均一化されるので、最終的に加工形状部 64 と微小窪部成形部 30a, 30d, 30e とが 1 仮想平面をなすように仕上げられるものと考察される。

【0157】

上記加工形状部 64 以外の領域 66 の略全域に微小窪部 63 が設けられていることにより、加工形状部 64 における残留応力と微小窪部 63 の成形による残留応力との均衡が図られるので、圧力発生室形成板 30 の歪変形が矯正または防止される。それと同時に、加工形状部 64 以外の領域 66 の略全域に微小窪部 63 が成形されることにより、加工形状部 64 と微小窪部成形部 30a, 30d, 30e との研磨量が均一になり、補修研磨等の工数が削減でき、製造原価の低減や研磨時間短縮にとって有効である。

【0158】

また、上記の広域部 30a, 狭幅部 30b, 広域部 30d, 三角形の面積部分 30e 等へ微小窪部 63 を打込むことにより、圧力発生室 29 への余剰接着剤 71 のはみ出し防止、圧力発生室形成板 30 の全域にわたる均一研磨、圧力発生室形成板 30 の上記歪変形の矯正や防止が可能となる。

【0159】

図 22 に例示した記録ヘッド 1' は、本発明を適用することのできる事例であり、圧力

発生素子として発熱素子 61 を用いたものである。この例では、上記の弾性板 32 に代えて、コンプライアンス部 46 とインク供給口 45 とを設けた封止基板 62 を用い、この封止基板 62 によって圧力発生室形成板 30 における溝状窪部 33 側を封止している。また、この例では、圧力発生室 29 内における封止基板 62 の表面に発熱素子 61 を取付けている。この発熱素子 61 は電気配線を通じて給電されて発熱する。なお、圧力発生室形成板 30 やノズルプレート 31 等、その他の構成は上記実施例と同様であるので、その説明は省略する。

【0160】

この記録ヘッド 1' では、発熱素子 61 への給電により、圧力発生室 29 内のインクが突沸し、この突沸によって生じた気泡が圧力発生室 29 内のインクを加圧する。この加圧により、ノズル開口 48 からインク滴が吐出される。そして、この記録ヘッド 1' でも、圧力発生室形成板 30 を金属の塑性加工で作製しているので、上記した実施例と同様の作用効果を奏する。

【0161】

また、連通口 34 に関し、上記実施例では、溝状窪部 33 の一端部に設けた例を説明したが、これに限らない。例えば、連通口 34 を溝状窪部 33 における長手方向略中央に形成して、溝状窪部 33 の長手方向両端にインク供給口 45 及びそれと連通する共通インク室 14 を配置してもよい。このようにすることによりインク供給口 45 から連通口 34 に至る圧力発生室 29 内におけるインクの淀みを防止できるので、好ましい。

【0162】

上記各実施例は、インクジェット式記録装置を対象にしたものであるが、本発明によって得られた液体噴射ヘッドは、インクジェット式記録装置用のインクだけを対象にするのではなく、グルー、マニキュア、導電性液体（液体金属）等を噴射することができる。さらに、上記実施例では、液体の一つであるインクを用いたインクジェット式記録ヘッドについて説明したが、プリンタ等の画像記録装置に用いられる記録ヘッド、液晶ディスプレイ等のカラーフィルタの製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機 EL ディスプレー、FED（面発光ディスプレイ）等の電極形成に用いられる電極材噴射ヘッド、バイオチップ製造に用いられる生体有機噴射ヘッド等の液体を吐出する液体噴射ヘッド全般に適用することも可能である。

【図面の簡単な説明】

【0163】

【図 1】インクジェット式記録ヘッドの分解斜視図である。

【図 2】インクジェット式記録ヘッドの断面図である。

【図 3】（A）及び（B）は、振動子ユニットを説明する図である。

【図 4】圧力発生室形成板の平面図である。

【図 5】圧力発生室形成板の説明図であり、（a）は図 4 における X 部分の拡大図、（b）は（a）における A-A 断面図、（c）は（a）における B-B 断面図である。

【図 6】弾性板の平面図である。

【図 7】弾性板の説明図であり、（a）は図 6 における Y 部分の拡大図、（b）は（a）における C-C 断面図である。

【図 8】（a）及び（b）は、溝状窪部の形成に用いる雄型を説明する図である。

【図 9】（a）及び（b）は、溝状窪部の形成に用いる雌型を説明する図である。

【図 10】（a）～（c）は、溝状窪部の形成を説明する模式図である。

【図 11】圧力発生室形成板に微小窪部が成形された状態を示す平面図である。

【図 12】圧力発生室形成板の加工工程図である。

【図 13】種々な微小窪部の形状を示す断面図および平面図である。

【図 14】第 2 の実施例を示す金属素材板（圧力発生室形成板）の平面図である。

【図 15】接着剤の広がり状態を示す拡大した部分的な平面図である。

【図 16】圧力発生室の部分を示す断面図である。

【図 1 7】 圧力発生室形成板の加工工程図である。

【図 1 8】 第 3 の実施例を示す金属素材板（圧力発生室形成板）の平面図である。

【図 1 9】 圧力発生室形成板の加工工程図である。

【図 2 0】 第 4 の実施例を示す金属素材板（圧力発生室形成板）の平面図である。

【図 2 1】 圧力発生室形成板の加工工程図である。

【図 2 2】 変形例のインクジェット式記録ヘッドを説明する断面図である。

【符号の説明】

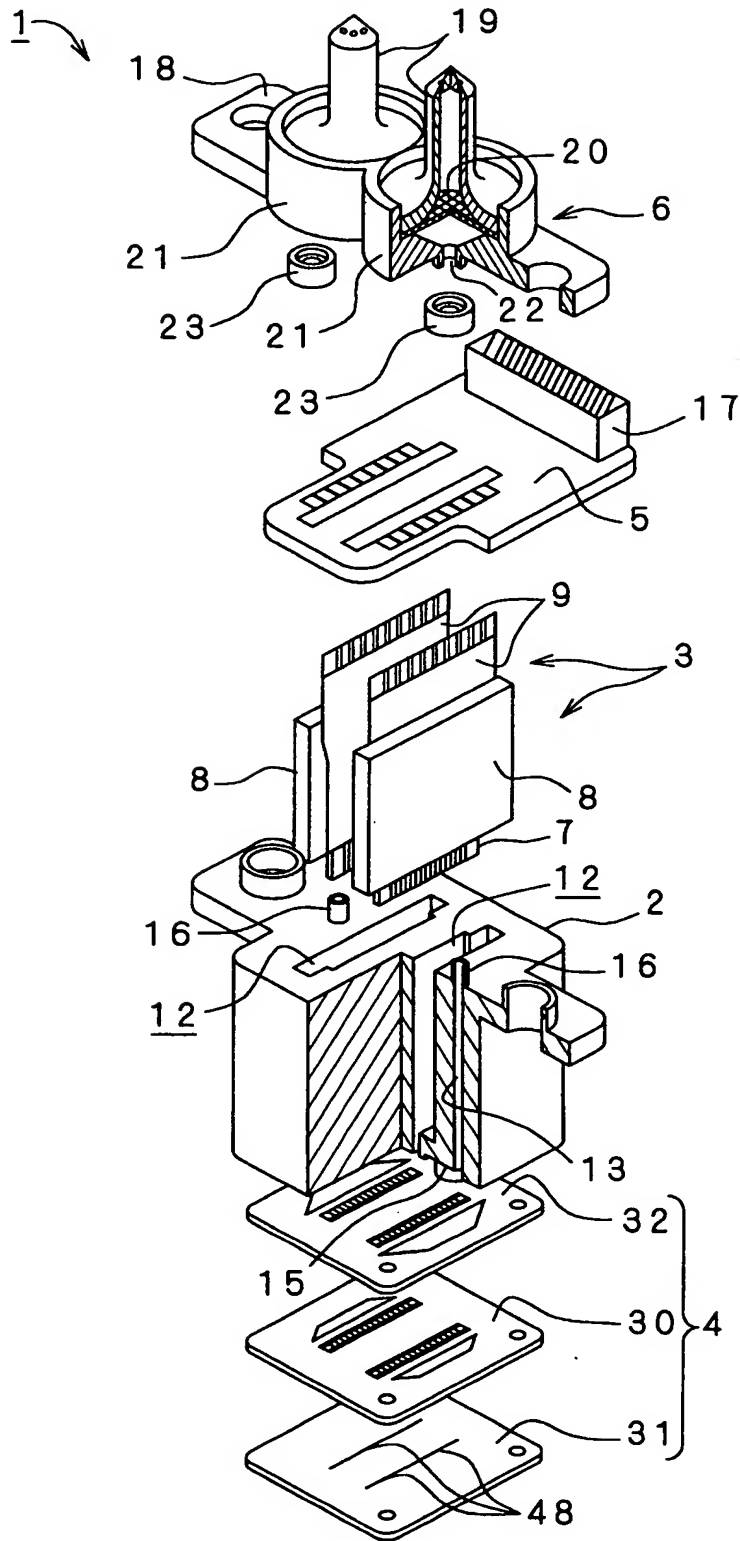
【 0 1 6 4 】

- 1 インクジェット式記録ヘッド
- 1' インクジェット式記録ヘッド
- 2 ケース
- 3 振動子ユニット
- 4 流路ユニット
- 5 接続基板
- 6 供給針ユニット
- 7 圧電振動子群
- 8 固定板
- 9 フレキシブルケーブル
- 1 0 圧電振動子
- 1 0 a ダミー振動子
- 1 0 b 駆動振動子
- 1 1 制御用 I C
- 1 2 収納空部
- 1 3 インク供給路
- 1 4 共通インク室
- 1 5 先端凹部
- 1 6 接続口
- 1 7 コネクタ
- 1 8 針ホルダ
- 1 9 インク供給針
- 2 0 フィルタ
- 2 1 台座
- 2 2 インク排出口
- 2 3 パッキン
- 2 8 隔壁部
- 2 9 圧力発生室
- 3 0 圧力発生室形成板
- 3 0 a 広域部
- 3 0 b 狭幅部
- 3 0 c 連続面
- 3 0 d 広域部
- 3 0 e 三角形状の面積部分
- 3 1 ノズルプレート
- 3 2 弾性板
- 3 3 溝状窪部
- 3 3 a 溝状窪部の列
- 3 4 連通口
- 3 5 逃げ凹部
- 3 6 ダミー窪部, ダミー圧力発生室
- 3 7 第 1 連通口

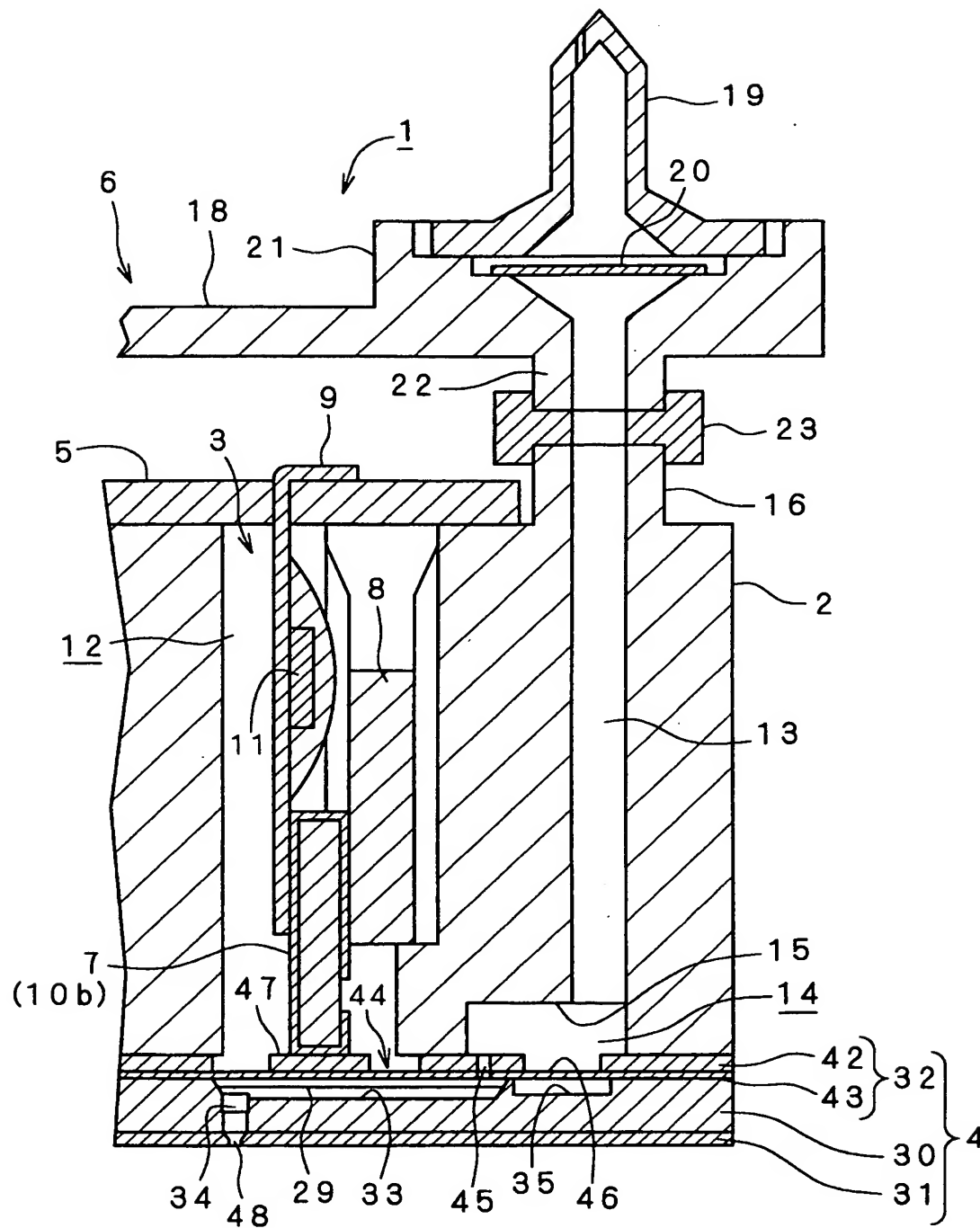
3 8	第 2 連通口
3 9	ダミー連通口
4 0	第 1 ダミー連通口
4 1	第 2 ダミー連通口
4 2	支持板
4 3	弾性体膜, 封止板
4 4	ダイヤフラム部
4 5	インク供給口
4 6	コンプライアンス部
4 7	島部
4 8	ノズル開口
5 1	雄型
5 2	雌型
5 3	突条部
5 3 a	先端部分
5 3 b	空隙部
5 4	筋状突起
5 5	帯板, 素材, 金属素材板, (圧力発生室形成板)
6 1	発熱素子
6 2	封止基板
6 3	微小窪部
6 4	加工形状部
6 5	2 点鎖線
6 6	加工形状部以外の領域
6 7	凹溝部
6 8	基準穴
6 9	トリミング用スリット
7 0	連続部
7 1	接着剤
7 1 a	はみ出し部
S	開口寸法
T	板厚寸法

【書類名】 図面

【図 1】

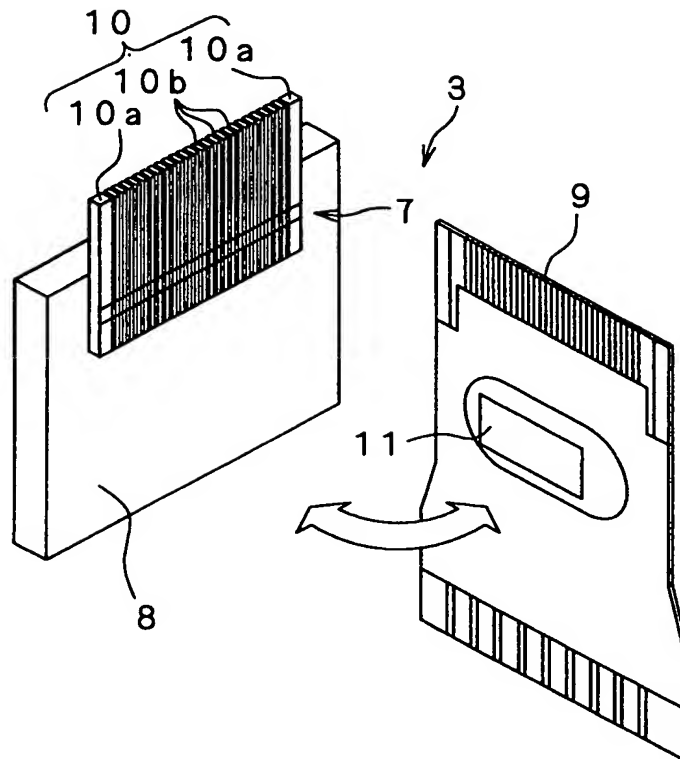


【図 2】

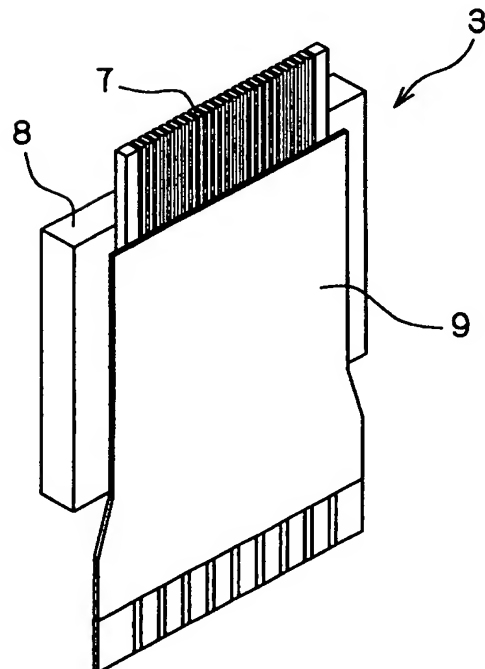


【図 3】

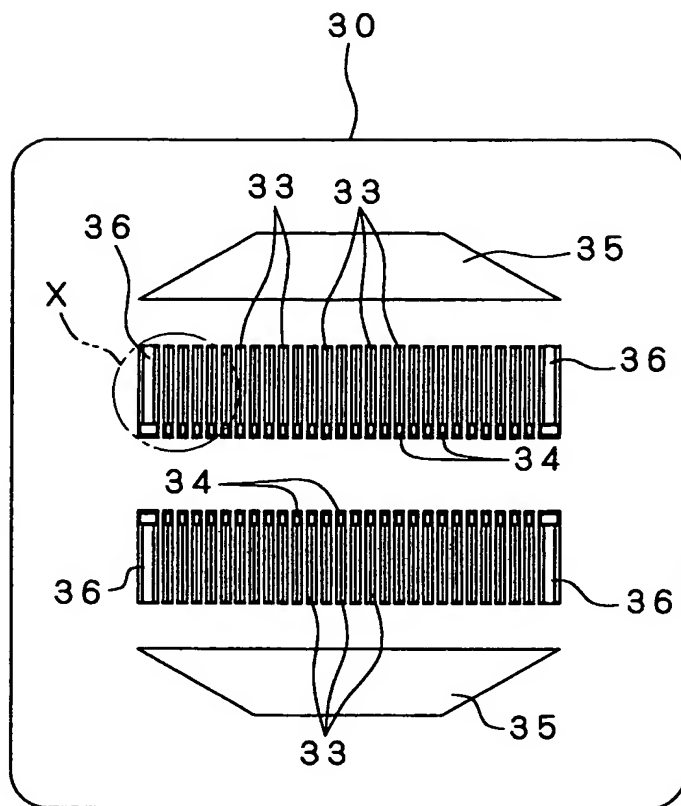
(A)



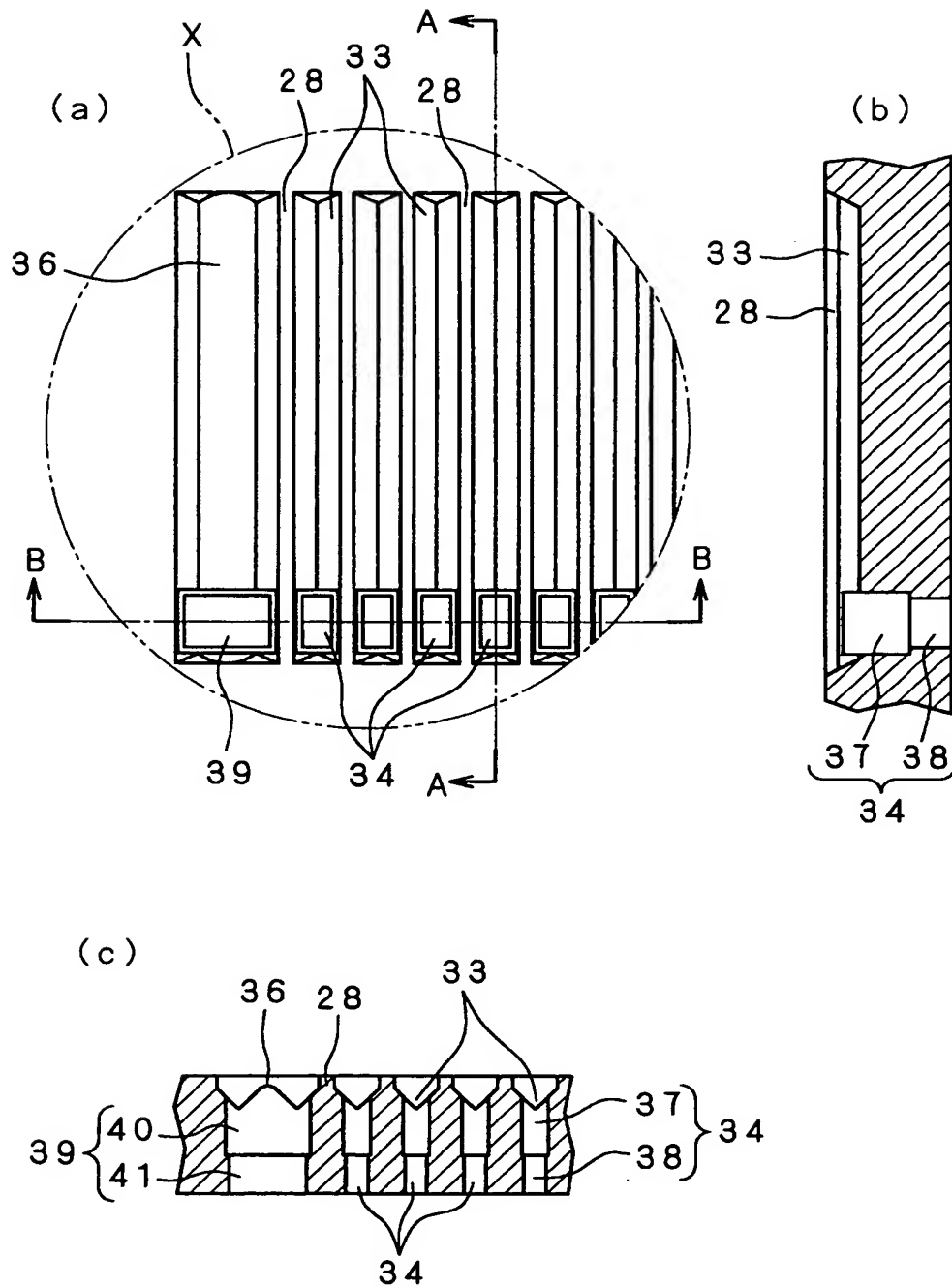
(B)



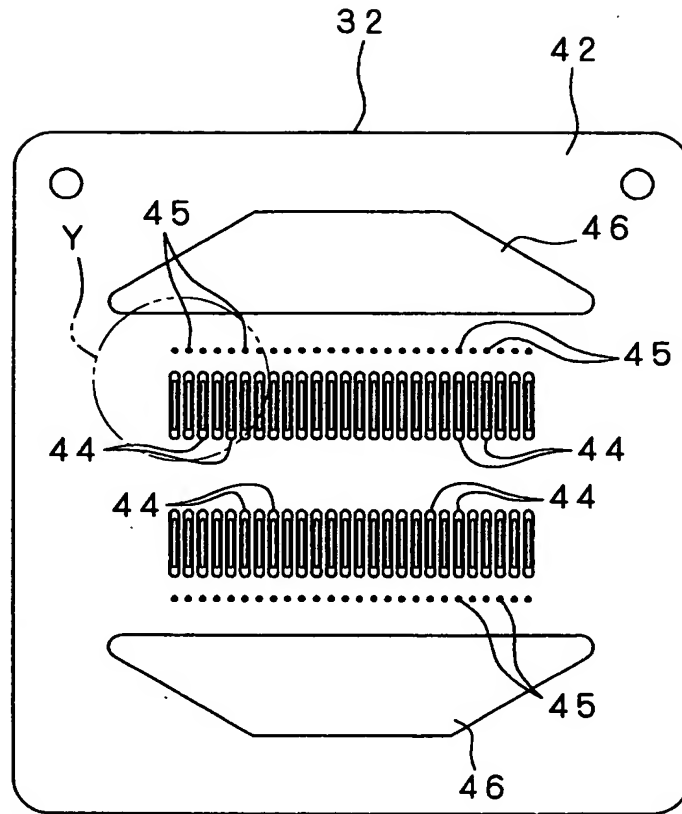
【図 4】



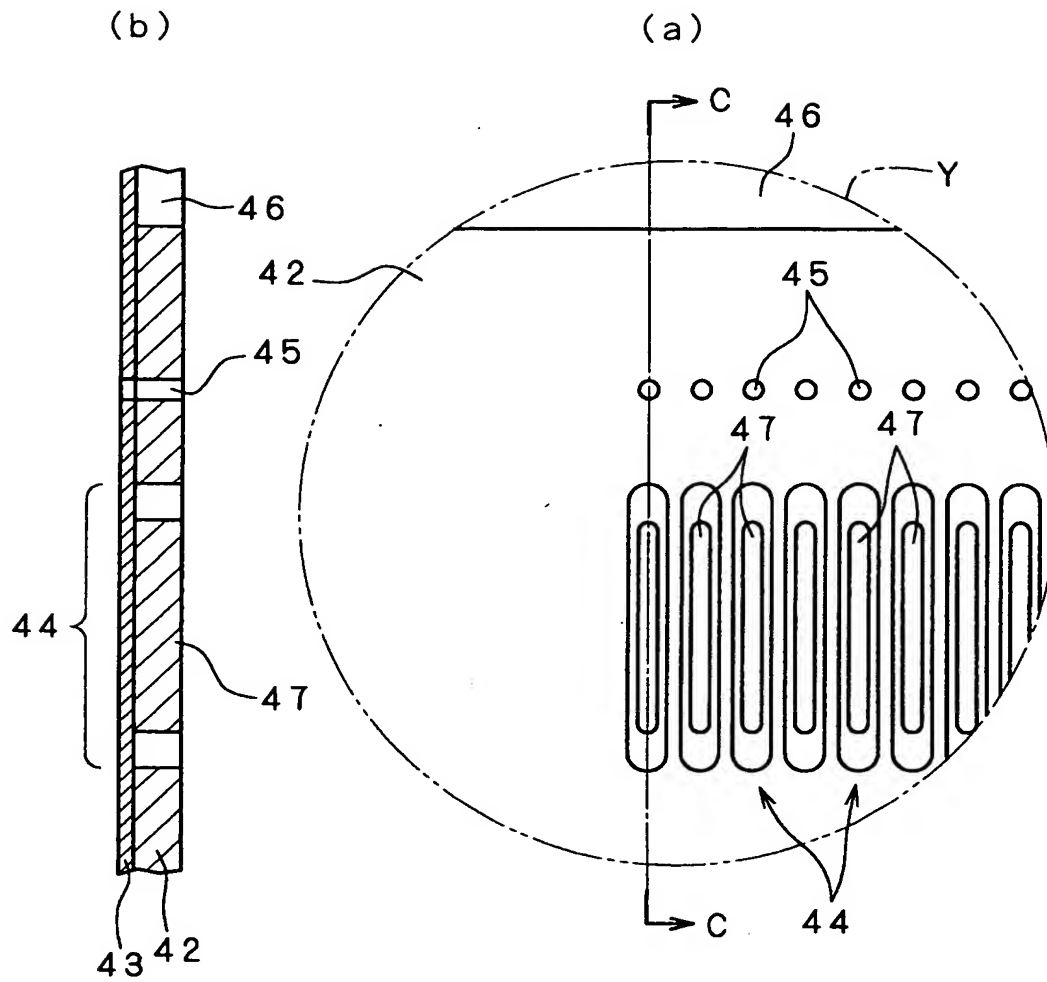
【図 5】



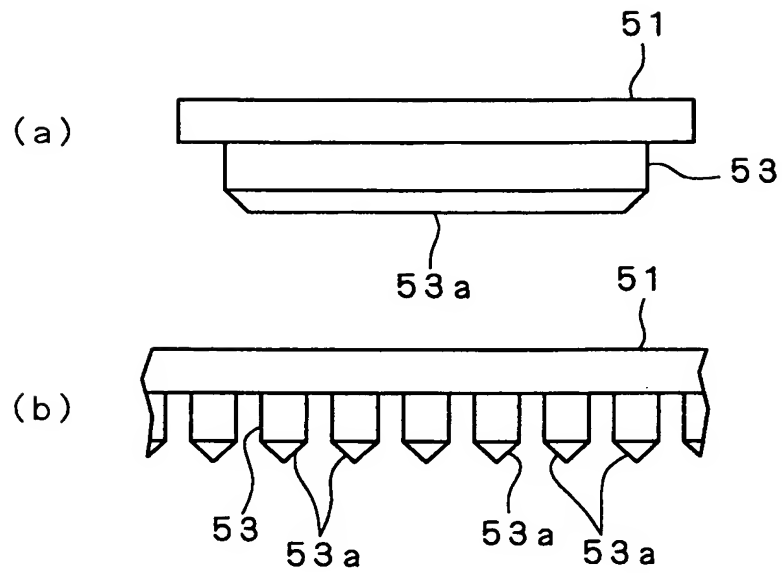
【図 6】



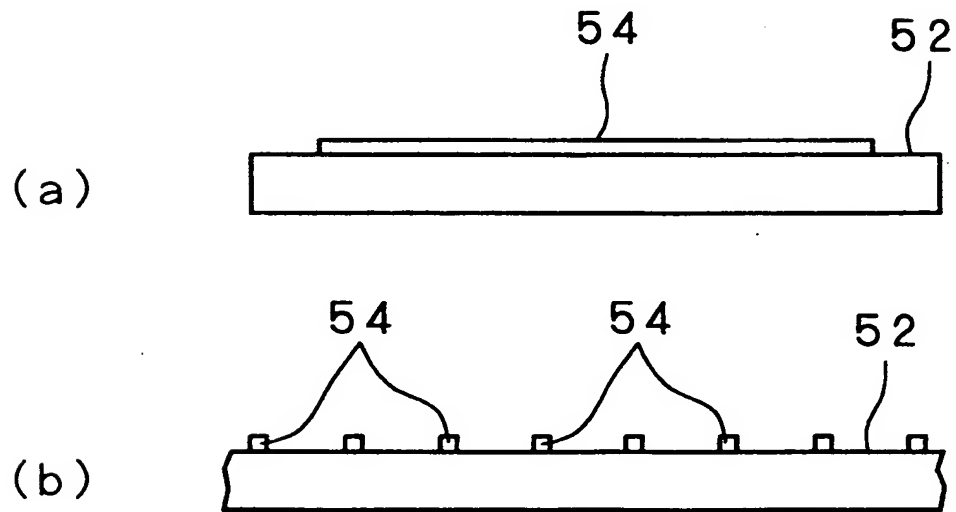
【図 7】



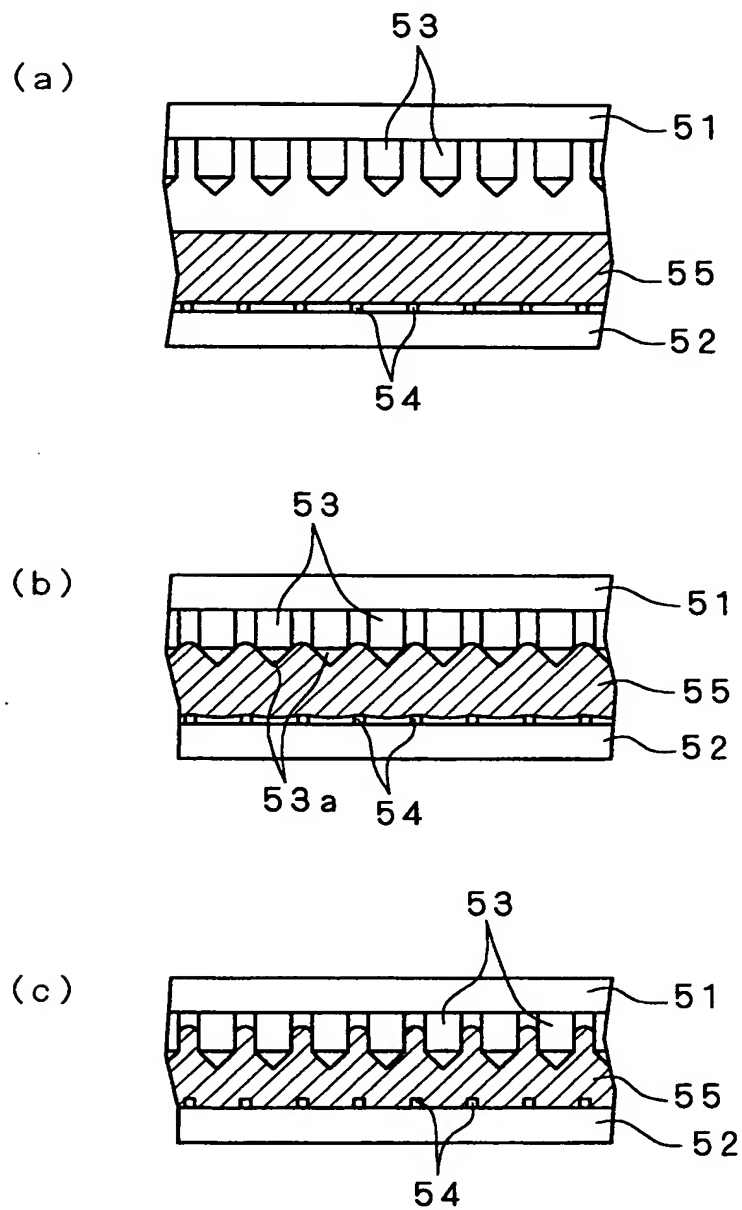
【図 8】



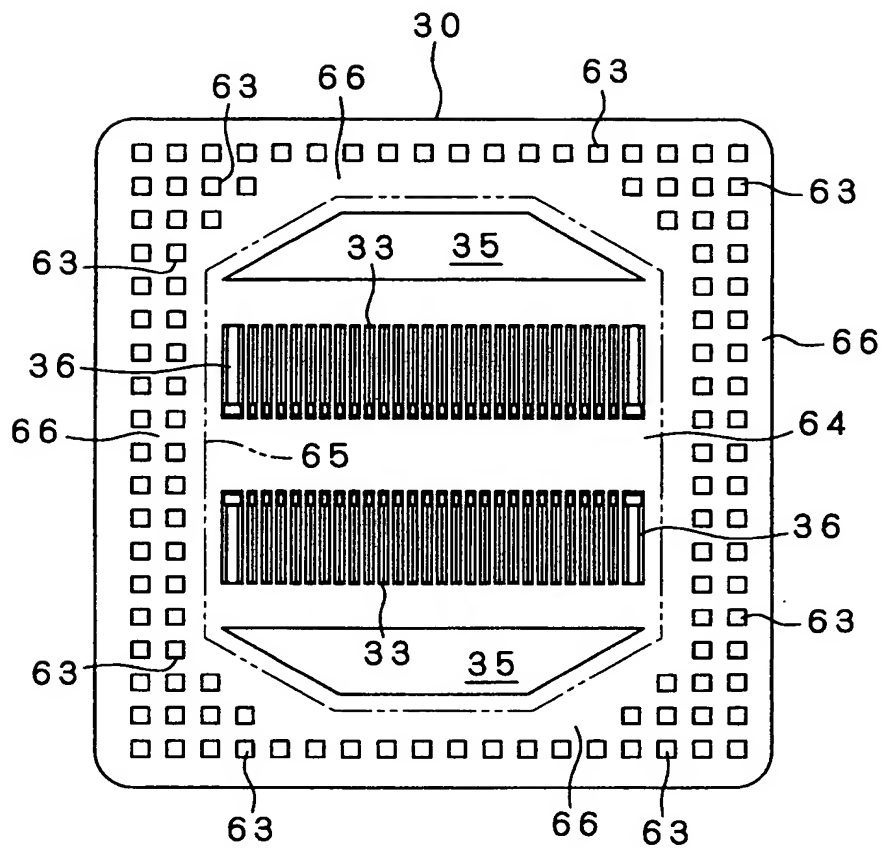
【図 9】



【図 10】



【図 11】



【図 12】

圧力発生室形成板の加工工程

第 1 加工ステージ

基準穴の穿孔

第 2 加工ステージ↓

トリミング加工

第 3 加工ステージ↓

溝状窪部の予備成形

第 4 加工ステージ↓

溝状窪部の仕上げ成形

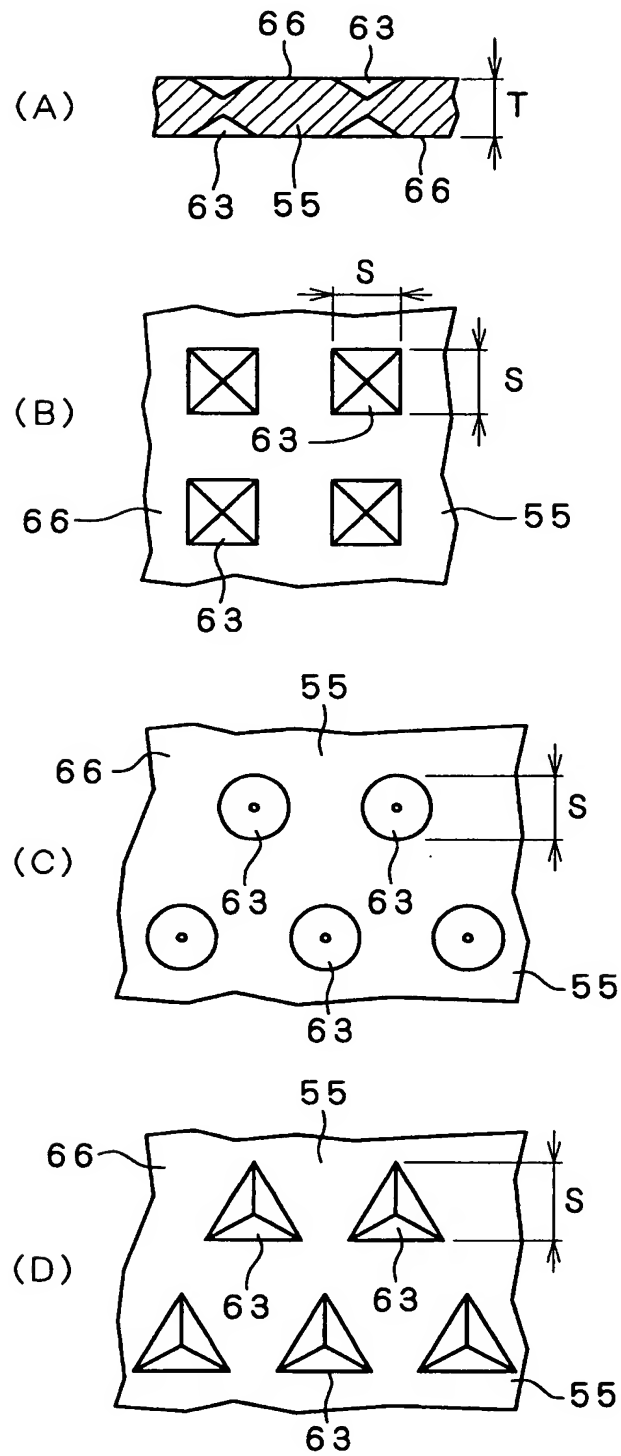
第 5 加工ステージ↓

連通口の穿孔

最終加工ステージ↓

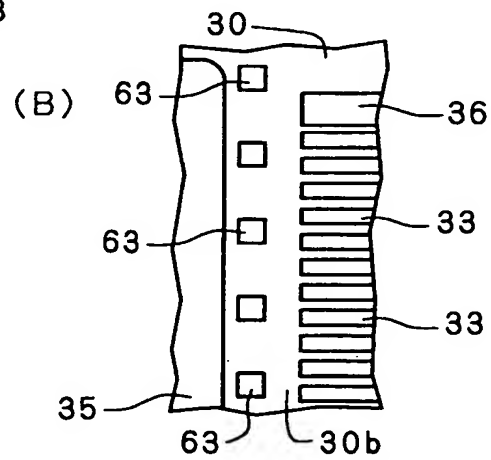
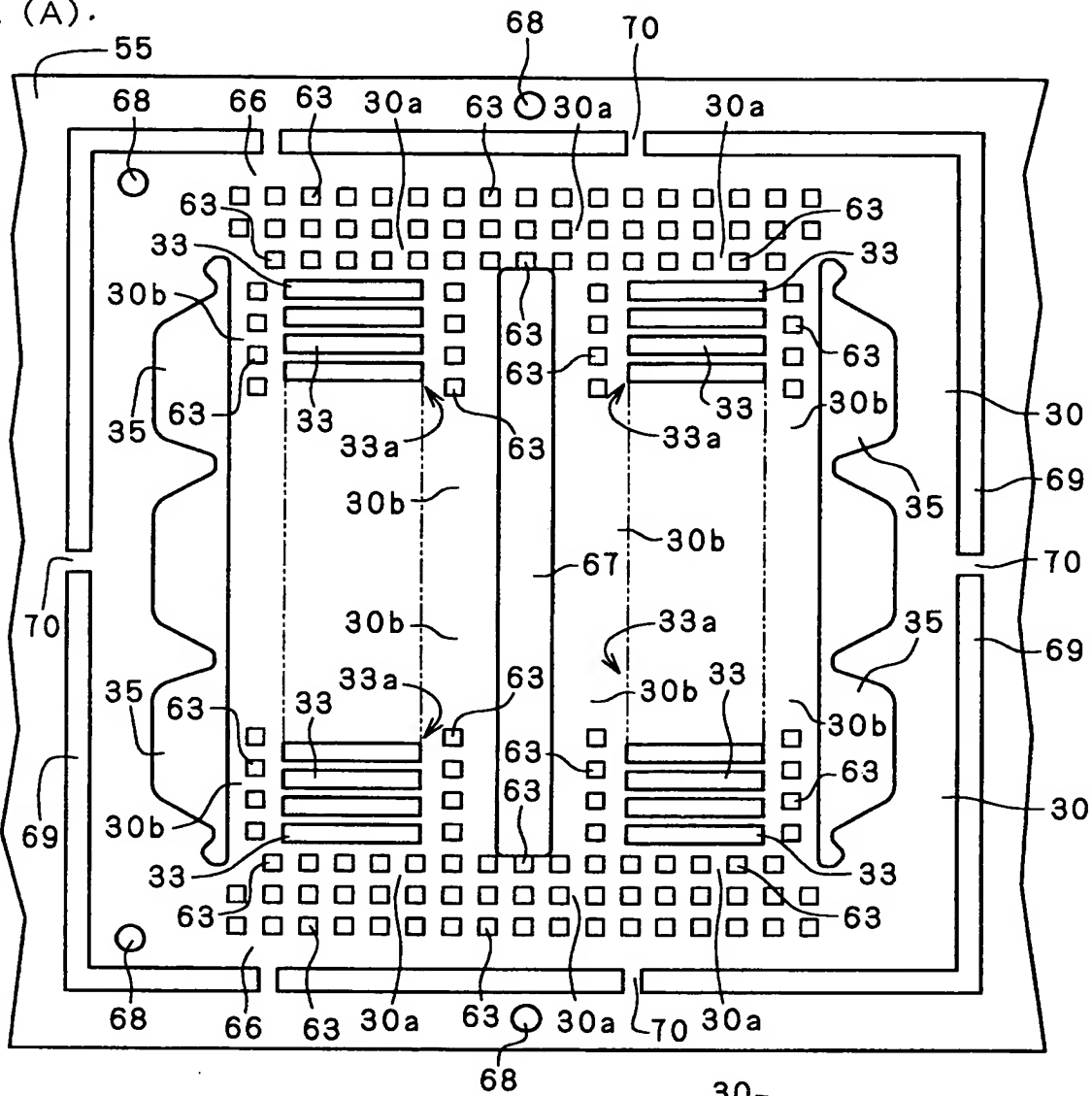
微小窪部の成形

【図 13】

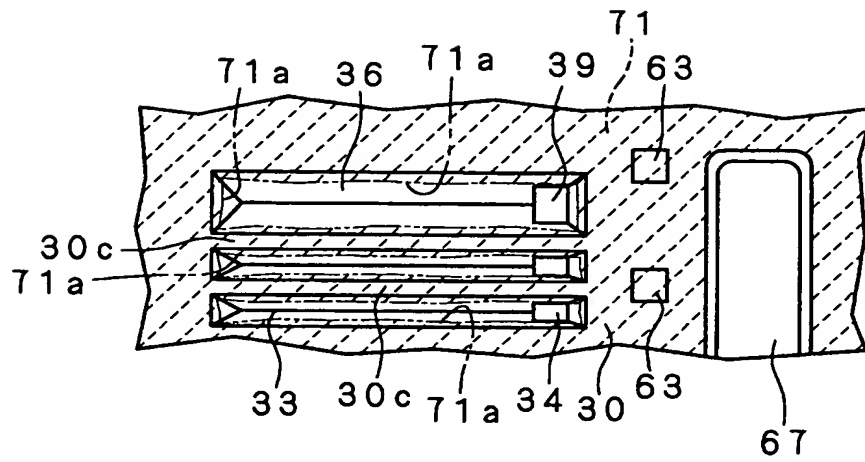


【図 14】

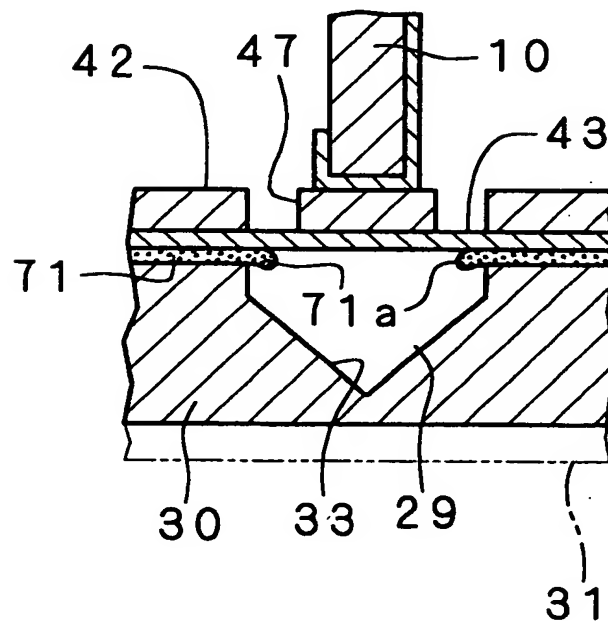
(A).



【図 15】



【図 16】



【図 17】

圧力発生室形成板の加工工程

第 1 工程

周辺部の打抜き加工
(基準穴等)

第 2 工程

溝状窪部の端部近傍に
微小窪部の成形加工

第 3 工程

凹溝部の成形加工

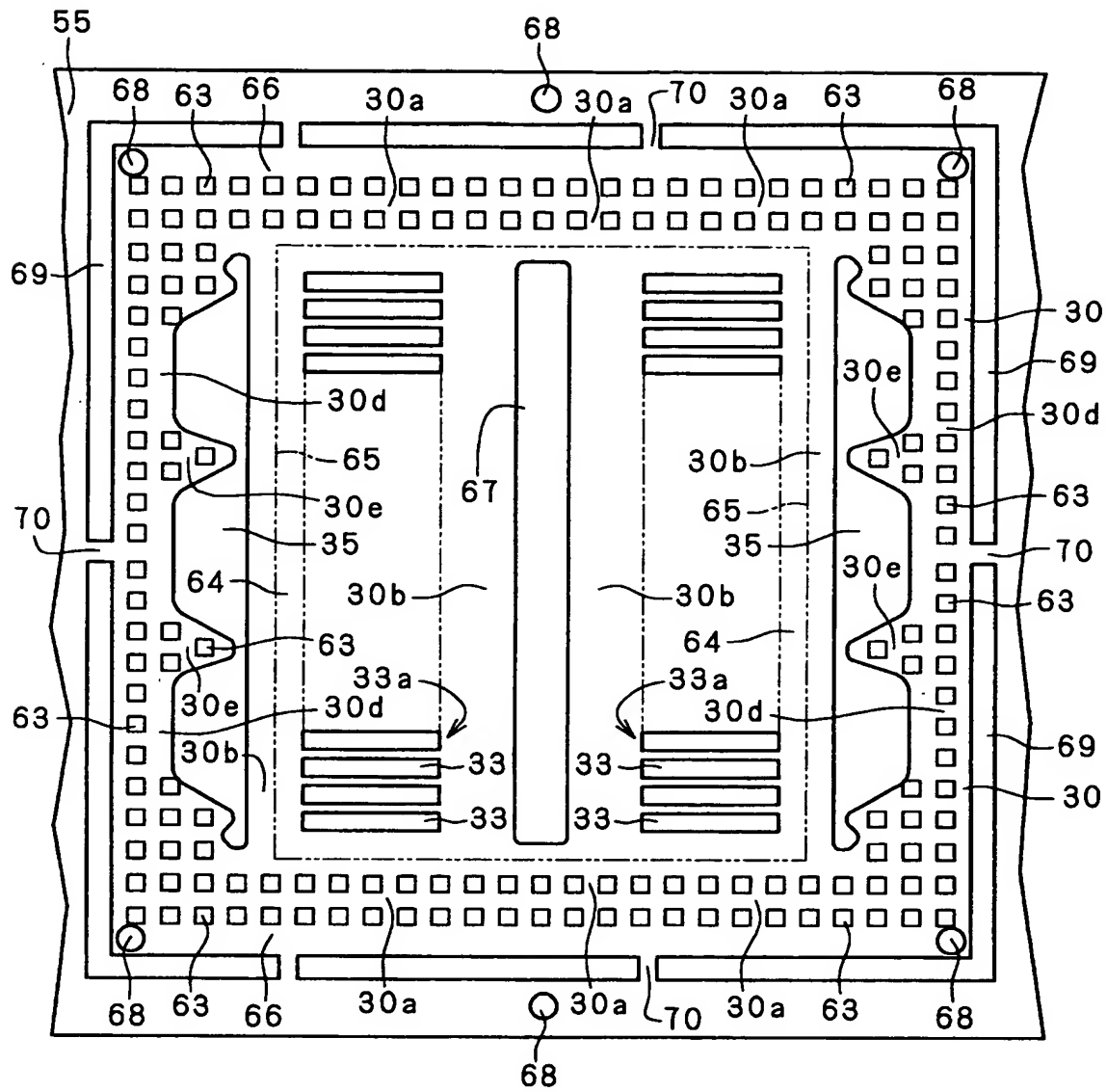
第 4 工程

溝状窪部の成形加工

第 5 工程

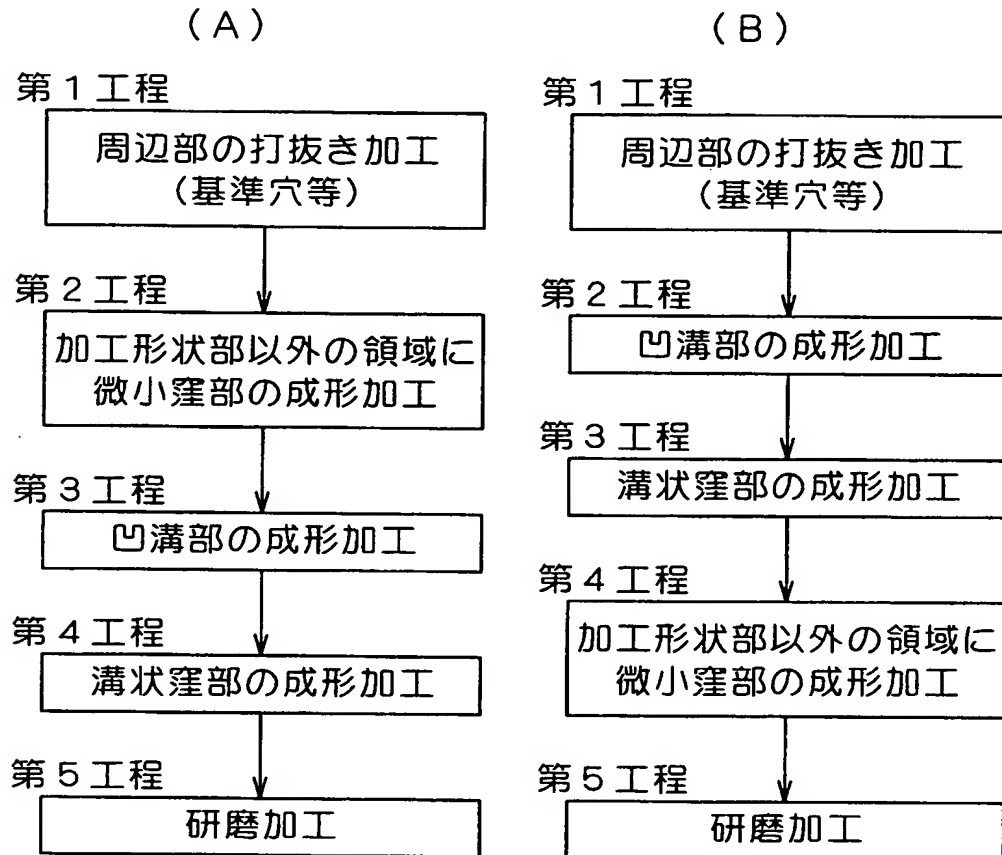
研磨加工

【図 18】

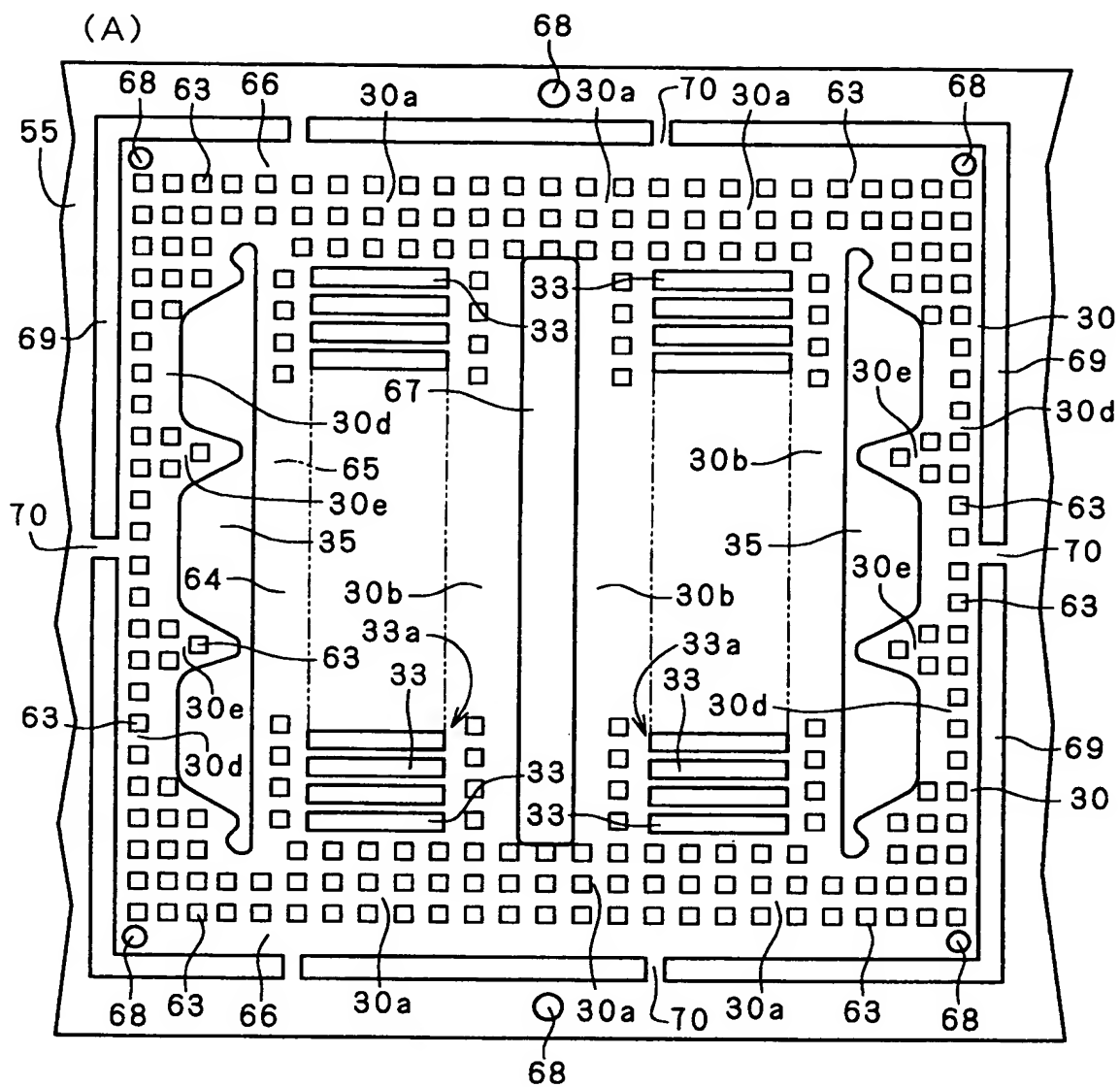


【図 19】

圧力発生室形成板の加工工程



【図 20】



【図 21】

圧力発生室形成板の加工工程

第 1 工程

周辺部の打抜き加工

第 2 工程

溝状窪部の端部近傍に
微小窪部の成形加工

第 3 工程

凹溝部の成形加工

第 4 工程

溝状窪部の成形加工

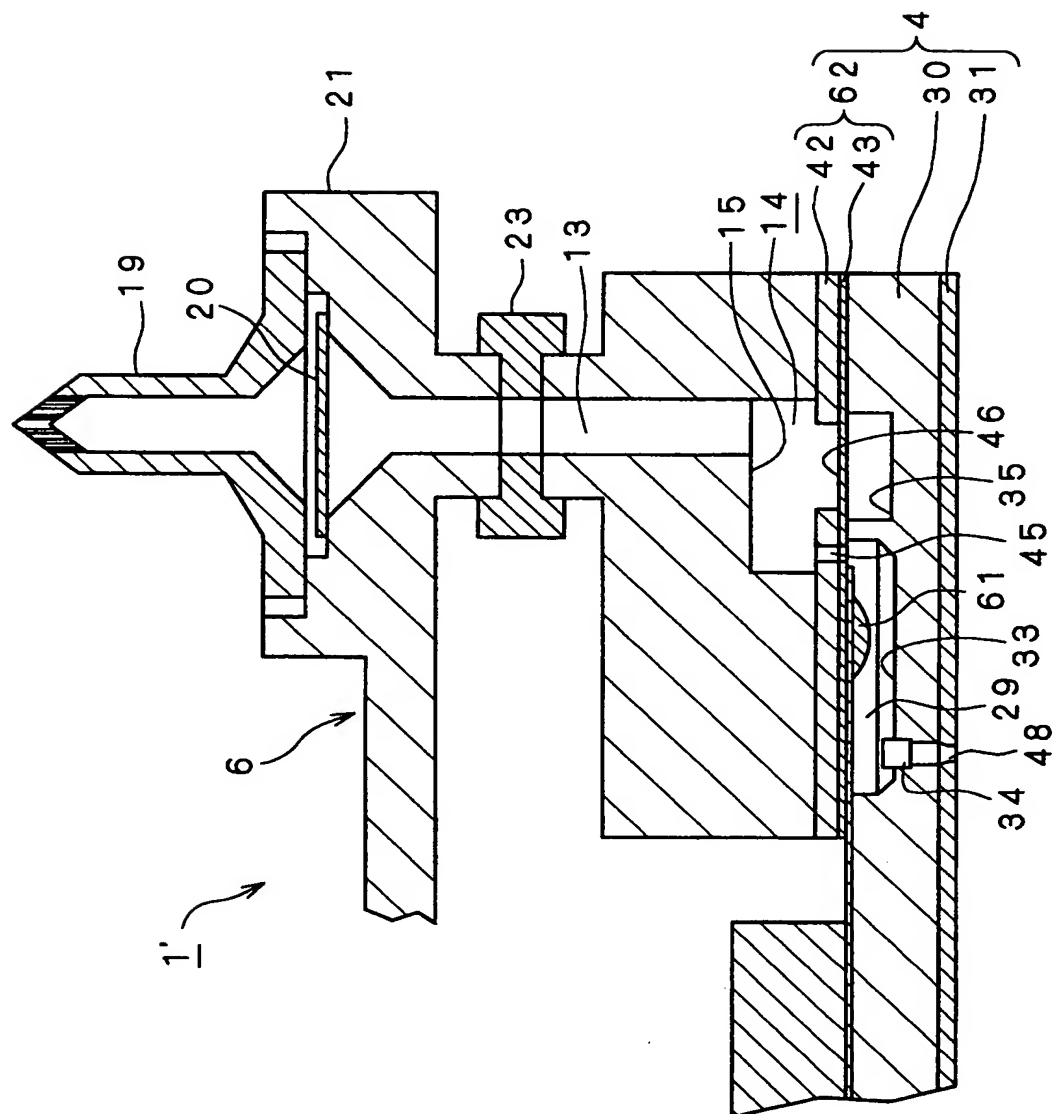
第 5 工程

加工形状部以外の領域に
微小窪部の成形加工

第 5 工程

研磨加工

【図 22】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】高精度の圧力発生室形成板を鍛造で成形するに当たり、歪変形を矯正または防止するようにした液体噴射ヘッドおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】圧力発生室 29 となる溝状窪部 33 が列設された圧力発生室形成板 30 と、ノズル開口 48 を穿設した金属製のノズルプレート 31 と、溝状窪部 33 の開口面を封止する金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板 30 における溝状窪部 33 側に封止板を、反対側にノズルプレート 31 をそれぞれ接合してなる流路ユニット 4 を備えた液体噴射ヘッド 1 であって、上記圧力発生室形成板 30 には圧力発生室形成板 30 の各溝状窪部 33 等が形成された領域である加工形状部 64 以外の領域 66 に複数の微小窪部 63 が設けられている。このため、加工形状部 64 の領域とそれ以外の領域 66 とのあいだにおける残留応力の差を可及的に小さくして、圧力発生室形成板 30 の歪変形を矯正または防止している。

【選択図】図 11

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-295583
受付番号	50301364717
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成15年 8月28日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 8月19日
【特許出願人】	
【識別番号】	000002369
【住所又は居所】	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
【氏名又は名称】	セイコーエプソン株式会社
【代理人】	申請人
【識別番号】	100095728
【住所又は居所】	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社 知的財産本部内
【氏名又は名称】	上柳 雅誉
【選任した代理人】	
【識別番号】	100107076
【住所又は居所】	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社 知的財産本部内
【氏名又は名称】	藤網 英吉
【選任した代理人】	
【識別番号】	100107261
【住所又は居所】	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社 知的財産本部内
【氏名又は名称】	須澤 修

特願 2 0 0 3 - 2 9 5 5 8 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社